

森之宮センター 利用のご案内

手数料・使用料一覧表

(令和 7 年 4 月発行)

電子版もご利用ください
(最新版が表示されます)



森之宮センターへの
アクセス



目次

1. 組織の概要	1
2. 業務内容	2
3. 利用方法	4
4. サポート研究手数料・サポート研究受入研究員の使用料	9
5. 依頼試験手数料	
〔A〕石けん・洗剤・油脂・石油類 その他これらに類するもの	10
〔B〕有機薬品・有機物 その他これらに類するもの	13
〔C〕活性炭 その他これらに類するもの	15
〔D〕繊維・紙 その他これらに類するもの	16
〔E〕プラスチック その他これらに類するもの	17
〔F〕微生物・酵素・食品 その他これらに類するもの	21
〔G〕無機薬品・無機材料・ガラス・セラミックス その他これらに類するもの	23
〔H〕金属材料 その他これらに類するもの	26
〔J〕各種製品・構造物・筐体 その他これらに類するもの	29
〔K〕光源・照明器具 その他これらに類するもの	31
〔L〕環境計量証明に該当しない一般分析（溶液）	32
〔M〕重量	33
〔S T〕試料調製費	33
6. 装置使用料	34
7. ライセンス装置使用料	49
8. 電子デバイス系センターにおける導入機器・装置の使用等	52
9. 施設使用料	58
10. 職員派遣手数料	61
11. 報告書謄本の交付手数料	61
12. 報告書（英文）の発行手数料	61
13. 手数料・使用料の減免	62
14. 申込書の記入例及び申込書裏面の注意事項	63

1. 組織の概要

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センターは、地域工業界の技術課題に適合した創造的自主技術の開発並びにその指導普及を目的とする工業技術に関する総合研究支援機関です。

○ 有機材料研究部

高分子材料、化成品ならびにその中間体、有機機能材料、繊維・紙・色材に関する研究を担当

○ 生物・生活材料研究部

微生物や酵素の利用、食品・香粧品等の生活材料の開発、食品廃棄物等の再資源化の研究、石けんや洗剤その他界面活性剤等の製造と応用に関する研究を担当

○ 電子材料研究部

有機・無機ハイブリッド材料、ガラス・セラミックス、金属錯体およびナノマテリアル、電磁気材料、光機能性材料、めっき等の表面処理や薄膜化技術など電子材料に関する研究開発を担当

○ 物質・材料研究部

プラスチック材料、金属材料および複合材料の開発とその加工技術ならびに製品の評価技術に関する研究を担当

○ 環境技術研究部

高機能炭素材料、バイオマス由来材料、環境配慮無機材料などの開発、および環境浄化技術、微量分析技術、画像情報処理技術の開発に関する研究を担当

※詳しくはホームページ（<https://orist.jp/>）をご覧ください。



2. 業務内容

- * 当センターのご利用には、利用者カードの登録が必要ですので、ご登録をお願いします。
- * 技術相談で面談を希望される場合、又は、以下の（２）～（７）の業務を申し込まれる場合は、あらかじめ日程等について担当研究員にご相談ください。

（１）技術相談 （無料）

製品の開発・改良、製造プロセスや品質管理上の問題など、個別のさまざまなご質問や相談に対して科学的な観点から無料で適切なアドバイスを行います。

（２）サポート研究（令和6年4月1日より） ※旧名称：受託研究 （有料）

お客様のご要望に応じて、以下の３種類のサポート研究を行います。まずは担当研究員にご相談ください。なお、サポート研究の料金は、研究内容に応じて、知識や技術、研究の手数、機器使用度などに基づいて9ページの料金表によって算定します。

① 開発研究型

新製品・新技術の開発あるいは品質の向上・改良など、お客様のご要望に応じた研究開発を本研究所の担当研究員が実施します。お客様から派遣される技術者を受け入れ、本センターの研究員と連携して共同で研究を行うこともできます。さらに、研究成果を企業へ技術移転した後、製品化・実用化における課題解決や物性・性能評価等のための研究も実施します。このほか、生産現場において問題解決に向けた技術指導も行います。この場合は、別途、職員派遣のお申し込みが必要となります。職員派遣手数料については61ページをご覧ください。

② 試験分析型

定型的な試験・分析＜下記（３）＞では対応できないような特殊な試験または分析を行います。

③ 機器装置使用発展型

材料や製品の性能評価・分析等に最適な試験・分析方法について、高度な操作技術が必要とする機器装置など種々の機器装置を活用しながら研究することにより、新機器や装置の新たな使用方法を確立します。

（３）依頼試験 （有料・後払い可）

お客様から提供された試料・原材料・製品等について本研究所の担当研究員が性能試験や分析などを行います。本センターが行う試験・分析・測定の項目及び料金については10ページ以降をご覧ください。

（４）装置使用 （有料・後払い可）

本センターが保有する研究機器・装置について一定の使用技術と十分なご経験をお持ちの場合に、お客様ご自身でご使用いただけます。利用が可能な機器・装置及び料金は34ページ以降をご覧ください。

(5) ライセンス装置使用 (有料・後払い可)

本センターのライセンス装置をご使用いただくには、まず研究員による技術指導を受けていただき、当該機器の装置使用ライセンス（許可書）を取得していただきます。利用が可能な機器・装置及び料金は49ページ以降をご覧ください。

(6) 講堂・会議室の使用 (有料・前払い)

事前のお申込みによって、産業振興を目的とした中小企業や業界等の講演会・講習会の会場として、大講堂、小講堂、会議室をご利用いただけます。使用料等については、58ページをご覧ください。

(7) オーダーメイド研修 (有料・前払い)

オーダーメイド研修では、中小企業、事業主団体、公益法人等からのご要望に応じ、研修の内容や実施時期を企画し、本センターの研究員が講師を務めて研修を実施します。教育訓練や新人研修などに是非ご活用ください。

(8) レディメイド研修 (有料・後払い可)

レディメイド研修では、中小企業の技術力向上や技術者の養成を支援するために、本センターの研究員が講師を務め、実習や実技による体験学習を取り入れた少人数対象の技術研修で受講者を募集して実施します。

(9) 産業財産権の公開

本センターで取得した特許等については、本センターのホームページ等を通じ随時公開しています。また、可能な限り中小企業者の実施申込みに応えて、技術の普及に努めています。

(10) 指導普及

本センターの研究成果については、学会・研究会等や学術誌で随時発表するほか、次の業務を通じて広く普及しています。

① 講師の派遣 (有料・前払い)

業界・中小企業の依頼によって講演会・講習会等の講師として本センターの研究員又は役員を派遣しています。職員派遣の料金については、61ページをご覧ください。

② 講演会の開催

本センターの研究成果の普及や最新技術情報の提供を目的として、随時、講演会や講習会を開催しています。

③ 刊行物の発行

その他

受託研究（※旧名称：高度受託研究）及び共同研究を実施しています。 (有料・前払い)

3. 利用方法

■ 利用時間

9時から17時30分まで（土曜日・日曜日・祝日及び年末年始12月29日から1月3日は除く）。ただし、受付窓口は、12時15分から13時まで利用できません。
初めて本研究所 森之宮センターを利用される方や技術相談に応じた担当の研究員が分からない場合は、下記のとおり電話又はE-mail でお問い合わせください。

技術相談専用番号： 06-6963-8181
E-mail： mori8181@orist.jp

具体的な技術相談は、専門的に適した研究員が本研究所 森之宮センターにおいて面談に応じるほか、電話・FAX・E-mail などでも対応します。

■ 利用者登録

初めて当センターをご利用の方には、利用者登録※「利用者カードの発行」をしますので、名刺ならびに身分証明書（免許証等）をご持参ください。
利用者登録申込書は受付窓口に備え付けていますので、その場でご記入ください。
また、登録内容に変更があった場合や、利用者カードを紛失された場合は、直ちに受付窓口まで（電話：06-6963-8011）ご連絡ください。
※詳しくは、当センターホームページの「利用案内」
→「【森之宮センター】はじめてご利用の方へ」のページ内にある「利用者登録（利用者カード）」をご覧ください。
（右側のQRコードから、ホームページにジャンプできます。）



■ サポート研究の申込について

サポート研究については、担当研究員と打合せをした後、所定の申込用紙（サポート研究申込書）に必要事項を記入し、申し込んでください。化学物質を使用する場合は必ず保護具をご持参ください。
また、研究の成果として、発明等が生じた場合、当該発明等に係る特許を受ける権利等は、当該発明等の技術的課題を実質的に解決した者が有することになります。

■ 依頼試験・装置使用の申込について

依頼試験及び装置使用については、担当研究員と打合せをした後、担当研究員が必要事項をシステム入力して印刷した申込用紙（依頼試験申込書、装置使用申込書）を確認し、記名のうえ申し込んでください。
通常の試験方法に加えて、前処理や加工などの特別な処理が必要な場合は、依頼試験手数料に別途「試料調製費（10,400円以内消費税等込み）」を加算します。
なお、装置は、その使用技術及び十分な経験を有する方のみご利用いただけます。

■ ライセンス装置の使用申込について

・ライセンス装置の使用技術の習得

初めてライセンス装置の利用を希望される場合又は更に高度な利用を希望される場合は、担当研究員と面談のうえ、所定の申込用紙（技術指導申込書）に必要事項を記入し、担当研究員にお渡しください。担当研究員の技術指導により、ライセンス装置の使用技術を習得していただきます。技術指導終了後、担当研究員が技術指導申込書に指導時間・指導料金・技術習得レベル等を記入しますので、窓口で手続きのうえ、指導料金をお支払いください。なお、指導料金は、指導時間が最初の30分までを基本料金（2,500円）とし、それ以上は30分を超える毎に2,500円を加算いたします。

・装置使用ライセンス（許可書）の発行

すでにライセンス装置を自立使用する十分な技量をお持ちの場合は、所定の申込用紙（装置使用ライセンス申請書及び誓約書）に必要事項を記入し、担当研究員にお渡しいただきますと、担当研究員が技術レベルの確認事項等を記入いたしますので、その申込用紙を窓口にご提出ください。発行いたします装置使用ライセンス（許可書）の有効期間は1年です。

・ライセンス装置の使用申込

装置使用ライセンス（許可書）をお持ちの方が当該ライセンス装置を利用される場合、事前に担当研究員と使用日時等を打合せした後、担当研究員が必要事項をシステム入力して印刷した申込用紙（装置使用申込書）を確認し、記名のうえ申し込んでください。

■ 上記以外の支援サービスの申込について

職員派遣等の上記以外の支援サービスについては、担当研究員と打合せをした後、所定の申込用紙（職員派遣申込書等）に必要事項を記入し、申し込んでください。

■ 講堂等の使用申込について

事前に担当者と使用日時等を打合せした後、所定の申込用紙（施設使用申込書）に必要事項を記入し、申し込んでください。

■ オーダーメイド研修の申込について

担当研究員が研修の内容、実施時期等のご要望をお聞きします。森之宮センターで対応可能な場合には、最適な研修内容や講師をアレンジし、研修プログラムおよび研修手数料計算書をご提示します。提案内容にご同意頂ければ、所定の申込書（オーダーメイド研修申込書）に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

■ 手数料・使用料について

手数料、使用料等の金額は、すべて消費税等を含む総額表示です。

■ 関西広域連合外の手数料・使用料の割増について

依頼試験、装置使用、技術指導、報告書謄本の交付以外の利用に対して、関西広域連合外企業が森之宮センターをご利用される場合は、手数料・使用料等が割増となります。ただし、申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県）に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。ただし、職員派遣に伴う旅費、講堂・会議室の冷暖房費を除きます。

※申込時に書類を添えてお申し出いただけない場合、後日の関西広域連合内料金適用への変更・差額のご返金には応じられません。

■ 注意事項

（１）依頼試験について

- ① 試験途中で試験目的や試料の材質・性状等が不適切であることが判明した場合には、試験を中止させていただきます。
- ② 停電や装置の故障等により試験が実施できなくなった場合には、復旧後速やかに試験を実施いたしますが、故障の状況によっては試験を中止させていただきます。
- ③ 試験の中止や遅延による依頼者の損害（試料の毀損などを含む）については、賠償いたしかねます。

(2) 装置使用について

- ① 職員の説明や注意に従うとともに不明な点をご質問いただいて、適正にご使用ください。
- ② 使用者が、本研究所の施設・装置その他の物件を毀損又は滅失したときは、これを原状に復しその損害を賠償していただきます。また、その使用する場所において生じた一切の事故についても使用者に責任を負っていただきます。
- ③ 停電や故障等により施設・装置が利用できなくなった場合、使用できなかった時間分の料金は徴収いたしません。が、使用者の損害(試料の毀損などを含む)については賠償いたしかねます。

(3) サポート研究、依頼試験及び装置使用にかかる試料等の取扱いについて

下記に該当する試料等の取扱いはできません。

依頼試験等の担当研究員は、確認のため依頼者に対して試料等に関する情報(組織・来歴等)について質問させていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

- ① 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」で定める核原料物質、核燃料物質及びそれを含む試料等
- ② 「放射性同位元素等の規制に関する法律」で定める放射性同位元素等及びそれを含む試料等
- ③ 「労働安全衛生法」及び「特定化学物質障害予防規則」、「石綿障害予防規則」で定める事項を遵守できない試料等
- ④ 事故、汚染、損傷等により研究所の施設、装置等に損害を与えるなど業務運営支障を与える試料等
- ⑤ その他法令に違反し、又は労働安全衛生上、環境保全上、業務運営上の問題が生じる試料等

(4) 建物・設備等の物件について

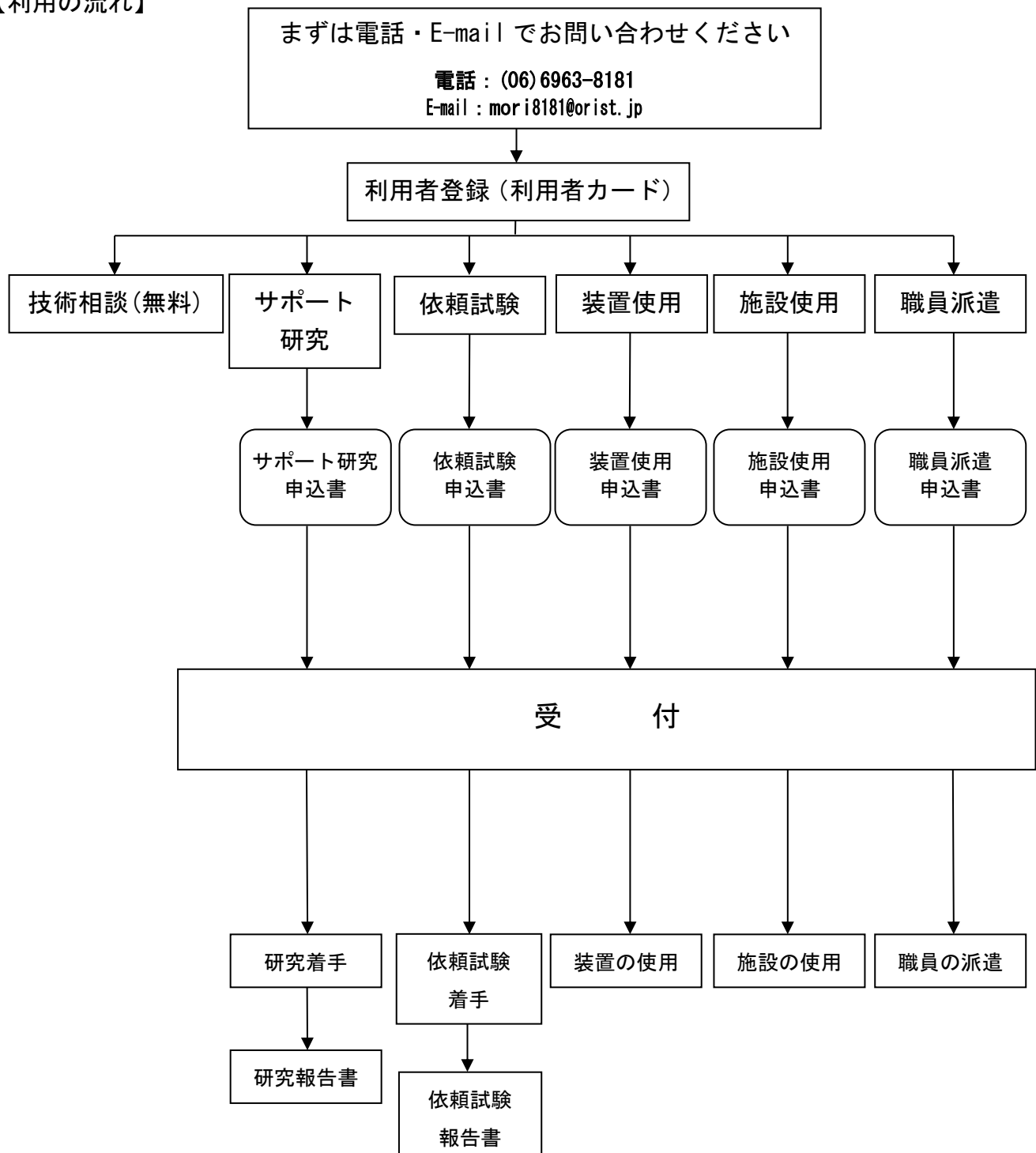
万一、建物・設備等の物件を損傷又は滅失した時は、理事長の指示により、原状回復又は損害を賠償していただきます。

(参 考)

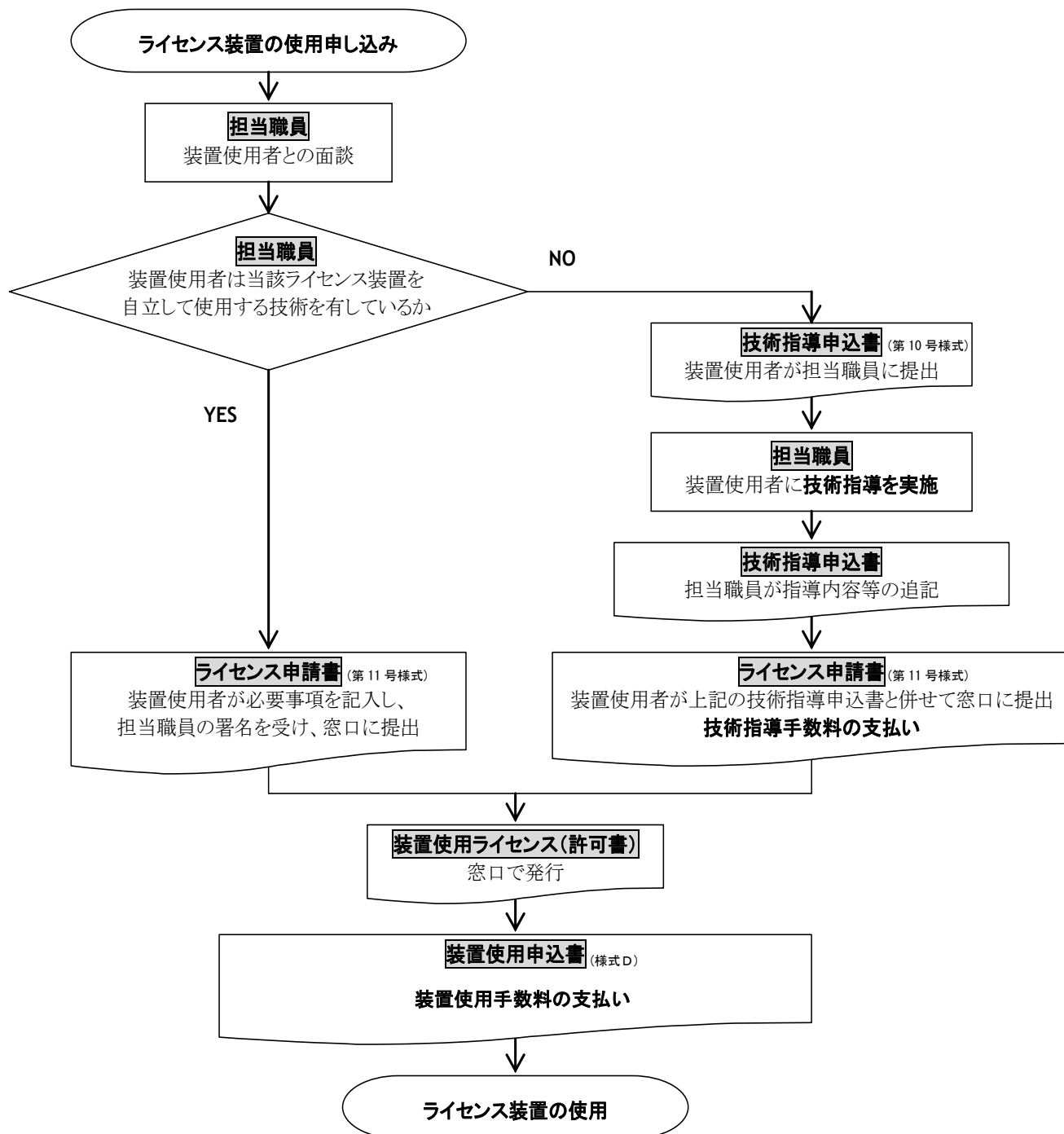
中小企業の範囲について（中小企業基本法第2条第1項による）

業 種	企 業 規 模
製造業・建設業・運輸業等	資本金3億円以下又は従業員数300人以下
卸 売 業	資本金1億円以下又は従業員数100人以下
サービス業	資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下
小 売 業	資本金5,000万円以下又は従業員数50人以下

【利用の流れ】



【ライセンス装置の利用の流れ】



4. サポート研究手数料・サポート研究受入研究員の使用料

サポート研究手数料

(単位: 円/月)

点数	中小企業		一 般	
	所在地		所在地	
	関西広域連合内	関西広域連合外	関西広域連合内	関西広域連合外
1	34,500	44,800	47,100	61,200
2	47,100	61,200	62,800	81,600
3	59,700	77,600	78,500	102,000
4	72,200	93,800	94,200	122,400
5	84,800	110,200	110,000	143,000
6	97,400	126,600	125,700	163,400
7	110,000	143,000	141,400	183,800
8	122,500	159,200	157,100	204,200
9	135,100	175,600	172,800	224,600
10	147,700	192,000	188,500	245,000
11	160,200	208,200	204,200	265,400
12	172,800	224,600	220,000	286,000
13	185,400	241,000	235,700	306,400
14	198,000	257,400	251,400	326,800
15	210,500	273,600	267,100	347,200
16	223,100	290,000	282,800	367,600
17	235,700	306,400	298,500	388,000
18	248,200	322,600	314,200	408,400
19	260,800	339,000	330,000	429,000
20以上	273,400	355,400	345,700	449,400

(注)

1. 手数料は、点数及び申込者の所在地・規模により上表に基づき算定します。中小企業の範囲については、7ページをご覧ください。申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県）に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。
2. 点数は、研究内容の知識・技術及び研究の手数等を算定し、決定します。
3. 申込者が、本研究所へ共同研究者（技術者）を派遣される場合は、下記の使用料をお支払いいただきます。

サポート研究受入研究員の使用料

関西広域連合内	1人 月額 9,400円	2人目以降 1人につき 月額 8,300円
関西広域連合外	1人 月額 12,200円	2人目以降 1人につき 月額 10,700円

5. 依頼試験手数料

(注)

1. 通常の試験方法に加えて、前処理や加工などの特別な作業が必要な場合には、その内容に対応した【S T】試料調製費 (最大10,400円以内、消費税込み)を別途加算します。
2. 試験・分析等を依頼される試料は、申込者をご持参ください。

※手数料金額は、消費税等込みの総額表示です。(単位：円)

〔A〕石けん・洗剤・油脂・石油類 その他これらに類するもの

〔1〕 石けん・洗剤

項 目		番号	単位	手数料
界面活性剤相当分		A101	1試料	19,300
アニオン・カチオン界面活性剤	定性	A102	1試料	2,000
	定量	A103	1試料	4,700
ノニオン界面活性剤(アルミナカラム法)		A104	1件	10,400
純石けん分		A107	1試料	17,800
遊離アルカリ		A108	1試料	3,100
エタノール不溶分		A137	1試料	3,100
エタノール可溶分		A109	1試料	5,700
石油エーテル可溶分		A138	1試料	5,700
EDTA(石けん・洗剤)定量		A110	1試料	2,000
タイター(油脂・石けん等)		A111	1試料	5,200
石けん・洗剤その他の指定成分	有効塩素	A112	1件	6,200
	複合石けんの石けん分(同定及びガスクロ)	A113	1件	15,700
	脂肪酸組成(キャピラリーガスクロマトグラフ)	A135	1試料	15,700
表面張力		A115	1試料	3,100
動的表面張力		A116	1試料	8,900
洗浄力(台所用中性洗剤)		A117	1試料	33,000
メチルアルコール(キャピラリーガスクロマトグラフ)		A136	1試料	15,700
ひ素・重金属 (台所用合成洗剤)	試料の湿式酸分解	A120	1試料	3,100
	ひ素	A121	1試料	6,800
	重金属	A122	1試料	6,800
ケイ酸塩・ 全リン酸塩	試料の湿式酸分解	A123	1試料	3,100
	ケイ酸塩(定性)	A124	1試料	2,000
	全リン酸塩(定性)	A126	1試料	1,500
ケイ光増白剤		A128	1試料	1,000

項 目		番号	単位	手数料
水不溶分		A129	1試料	1,500
酵素の活性測定	アミラーゼ	A131	1試料	7,800
	セルラーゼ	A132	1試料	7,800
	リパーゼ	A133	1試料	7,800
	プロテアーゼ	A134	1試料	11,500

〔2〕 油脂

項 目		番号	単位	手数料
酸価・中和価		A201	1試料 1測定	2,000
けん化価		A202	1試料 1測定	3,100
アセチル価、ヒドロキシル価		A203	1試料 1測定	各 5,700
エステル価		A204	1試料 1測定	5,700
ヨウ素化・過酸化価		A205	1試料 1測定	各 3,600
不けん化物		A206	1試料 1測定	7,300
油分抽出(エーテル抽出)		A207	1試料	5,200
脂肪酸定量(メチル化処理後ガスクロマトグラフ)		A211	1試料	15,700
質量分析 (消耗品は依頼者負担)	GC-MASS	A212	1試料 1成分	15,700
	1成分追加	A221	1成分	8,500
	MALDI TOF-MASS	A213	1試料	35,300
油脂のクロマトグラフ 分析	TLC(溶媒・クロマト担体・呈色試薬は依頼者負担)	A214	1条件5試料 以内	6,100
	キャピラリーガスクロ分析	A216	1試料	15,700
引火点	タグ密閉式	A217	1試料 1測定	5,500
	測定回数追加	A222	1測定	3,000
	予期引火点測定	A223	1測定	3,000
	ペンスキーマルテンス密閉式	A218	1試料 1測定	5,500
	測定回数追加	A224	1測定	3,000
	予期引火点測定	A225	1測定	3,000
	クリーブランド開放式	A219	1試料 1測定	6,500
	測定回数追加	A226	1測定	3,600
	予期引火点測定	A227	1測定	3,600
	セタ密閉式	A220	1試料 1測定	7,300
酸化安定度		A228	1試料	10,000

〔3〕 石油類

項 目		番号	単位	手数料
比重		A304	1試料	2,000
動粘度		A306	1試料	9,900
引火点	タグ密閉式	A307	1試料 1測定	5,500
	測定回数追加	A311	1測定	3,000
	予期引火点測定	A312	1測定	3,000
	ペンスキーマルテンス密閉式	A308	1試料 1測定	5,500
	測定回数追加	A313	1測定	3,000
	予期引火点測定	A314	1測定	3,000
	クリーブランド開放式	A309	1試料 1測定	6,500
	測定回数追加	A315	1測定	3,600
	予期引火点測定	A316	1測定	3,600
	セタ密閉式	A310	1試料 1測定	7,300

〔4〕 〔C〕と統合したため削除

〔5〕 その他

項 目		番号	単位	手数料
紫外可視・近赤外分光分析	紫外可視または近赤外	A527	1測定	各 5,200
	紫外可視及び近赤外	A528	1測定	8,900
	追加(積分球使用)	A529	1測定	1,500
赤外分光分析		A503	1試料	10,400
蛍光分光分析(発光または励起)		A504	1試料	各 13,600
キャピラリーガスクロ分析		A505	1試料	15,700
GC-MASS		A506	1試料 1成分	15,700
	1成分追加	A530	1成分	8,500
液体クロマトグラフ(HPLC)(溶媒・カラムは依頼者負担)		A507	1試料	10,400
pH		A508	1試料	2,600
比重	かさ比重	A509	1試料	2,000
	真比重(浮秤法)	A510	1試料	2,000
水分(乾燥法)		A512	1試料	3,100
屈折率(液体)(室温)		A514	1試料	2,000

項 目		番号	単位	手数料	
ゼータ電位(微粒子)		A515	1試料	10,600	
熱分析(DSC) 融点、転移熱量、その他 (銀、SUS容器は依頼者負担)	液体窒素冷却を使用しない場合	A516	1走査	10,400	
	液体窒素冷却を使用する場合	A517	1走査	15,700	
	同一試料 追加走査	液体窒素冷却を使用しない場合	A531	1走査	6,600
		液体窒素冷却を使用する場合	A532	1走査	10,800
粘度	E型	A518	1試料	7,300	
	B型	A519	1試料	5,200	
粒度分布測定		A520	1試料	10,400	
LC-MASS分析(溶媒・カラムは依頼者負担)		A521	1試料 1成分	26,100	
	1成分追加	A522	1成分	15,700	
旋光度		A523	1試料	10,400	
接触角の測定		A524	1試料	5,200	
表面自由エネルギーの測定		A525	1試料	10,400	

〔B〕 有機薬品・有機物 その他これらに類するもの

項 目		番号	単位	手数料	
赤外分光分析	透過	B101	1試料	10,400	
	ATR	B102	1試料	15,700	
蛍光分光分析(発光または励起)		B103	1試料	各 13,600	
紫外可視・近赤外分 光分析	紫外可視または近赤外	B126	1測定	各 5,200	
	紫外可視及び近赤外	B127	1測定	8,900	
	追加(積分球使用)	B128	1測定	1,500	
キャピラリーガスクロ分析		B140	1試料	15,700	
液体クロマトグラフ測定(溶媒・カラムは依頼者負担)		B110	1試料	10,400	
質量分析	MALDI TOF MASS(消耗品は依頼者負担)		B125	1試料	35,300
	DART		B135	1試料	13,100
	ESI		B136	1試料	19,500
	特殊測定(精密質量、CID)		B137	1試料	40,200
	GC-MASS		B139	1試料 1成分	15,700
		1成分追加	B148	1成分	8,500
ヘッドスペースGC-MASS分析		B138	1試料 1成分	24,000	
	1成分追加	B149	1成分	8,900	

項 目		番号	単位	手数料	
有機元素分析	炭素・水素・窒素		B113	1試料	17,400
	イオウ		B114	1試料	17,400
	酸素		B115	1試料	17,400
融点測定		B116	1試料	3,100	
熱分析(DSC) 融点、転移熱量、その他 (銀、SUS容器は依頼者負担)		液体窒素冷却を使用しない場合	B117	1走査	10,400
		液体窒素冷却を使用する場合	B118	1走査	15,700
	同一試料 追加走査	液体窒素冷却を使用しない場合	B165	1走査	6,600
		液体窒素冷却を使用する場合	B166	1走査	10,800
核磁気共鳴 (400MHz) (溶媒は依頼者負担)	1H-NMR		B141	1試料	15,000
	13C-NMR		B142	1試料	19,900
	多核		B143	1試料 (2時間以内)	30,000
	追加(HH-COSY)		B144	1試料	19,200
	追加(HMBC, HMQC)		B145	1試料 (2時間以内)	32,000
	追加(DEPT)		B146	1試料	26,300
	固体		B164	1試料 (2時間以内)	64,800
核磁気共鳴 (600MHz) (溶媒は依頼者負担)	1H-NMR		B129	1試料	22,700
	13C-NMR		B130	1試料 (2時間以内)	32,600
	多核		B131	1試料 (2時間以内)	43,400
	追加(HH-COSY)		B132	1試料	27,200
	追加(HMBC, HMQC, DEPT)		B133	1試料 (2時間以内)	43,400
	固体		B134	1試料 (2時間以内)	84,900
全炭素(固体試料燃焼－TOC測定法)		B147	1試料	19,200	
仕事関数(ケルビンプローブ法)		B150	1測定	17,300	
	追加	B151	1測定	7,600	
仕事関数(光電子収量分光法)		B152	1測定	24,900	
	追加	B153	1測定	7,700	
分子物性 シミュレーション	圧縮率／体積弾性率		B154	1分子構造	22,100
	熱膨張率		B155	1分子構造	22,100
	相転移温度		B156	1分子構造	19,800
	紫外可視吸収スペクトル(振動分解)		B157	1分子構造	15,000
	比誘電率		B158	1分子構造	12,000
	屈折率		B159	1分子構造	10,500
	簡易シミュレーション		B167	1分子構造 (2時間以内)	5,000

項 目		番号	単位	手数料
高分子分子量測定	疎水性ポリマー(主な溶媒:THF)	B160	1試料	26,100
	親水性ポリマー(主な溶媒:DMF)	B161	1試料	26,100
単結晶X線回折		B162	1測定	32,500
	結晶構造解析	B163	1測定	7,700
高分子絶対分子量測定		B168	1試料	39,200
	dn/dc測定	B169	1試料	11,900

〔C〕 活性炭 その他これらに類するもの

項 目		番号	単位	手数料
pH(抽出法による)		C101	1試料	3,100
乾燥減量(水分)		C102	1試料	3,100
固定炭素	揮発分	C103	1試料	4,100
	強熱残分(灰分)	C104	1試料	6,200
充てん密度(かさ密度)		C106	1試料	3,100
硬さ		C107	1試料	5,200
粒度	ふるい分け	C108	1試料	2,000
	ふるい分け 追加測定	C118	1段毎	1,000
	粒度分布(平均粒径・有効径等を含む)	C109	1試料	10,400
	ふるい残分	C110	1試料	4,100
メチレンブルー吸着性能・よう素吸着性能		C112	1試料	各 4,100
溶剤蒸気吸着性能		C113	1試料	5,200
表面積測定		C115	1試料	15,700
細孔分布測定	水銀圧入法(ポロシメーター含む)	C116	1試料	10,400
	窒素吸着法	C117	1試料	20,900

〔D〕 繊維・紙 その他これらに類するもの

〔1〕 繊維物性試験

項	目	番号	単位	手数料
引張強度 径または緯(同一試料3回計測)		D101	1試料	各 4,700
	計測回数追加(径または緯)	D107	1回毎	各 1,500
引裂強度 径または緯(同一試料3回計測)		D102	1試料	各 4,700
	計測回数追加(径または緯)	D108	1回毎	各 1,500
耐熱・耐湿		D104	1試料	4,100
摩擦堅ろう度 乾式または湿式		D105	1試料	各 2,600
耐光性試験(キセノンフェードメーター)(1時間毎)		D106	1試料	1,500

〔2〕 紙物性試験

項	目	番号	単位	手数料
引張強度 径または緯(同一試料3回計測)		D201	1試料	各 4,700
	計測回数追加(径または緯)	D210	1回毎	各 1,500
引裂強度 径または緯(同一試料5回計測) (エレメントルフ)		D202	1試料	各 2,000
	計測回数追加(径または緯)	D211	1回毎	各 410
耐折強度 径または緯(同一試料10回計測)		D203	1試料	各 3,100
	計測回数追加(径または緯)	D212	1回毎	各 310
剥離強度 径または緯(同一試料3回計測)		D204	1試料	各 4,700
	計測回数追加(径または緯)	D213	1回毎	各 1,500
透気度(ガーレ型)		D208	1試料	3,600
ステキヒトサイズ度		D209	1試料	3,100

〔3〕 機器分析など

項	目	番号	単位	手数料
色差計による測色		D301	1試料	5,200
赤外分光分析 (FT-IR)	透過	D302	1試料	10,400
	ATR	D303	1試料	15,700
紫外可視・近赤外分 光分析	紫外可視または近赤外	D310	1測定	各 5,200
	紫外可視及び近赤外	D311	1測定	8,900
	追加(積分球使用)	D312	1測定	1,500
走査型電子顕微鏡写真		D306	1試料	15,700
追加(視野または倍率の変更)		D307	1視野毎	3,100

項	目	番号	単位	手数料
帯電性(半減期測定)		D308	1試料	3,600
蛍光の有無		D309	1試料	3,100
光沢度		D313	1試料	5,500
ヘーズ測定(固体試料)		D315	1試料	10,900
日射反射率測定		D316	1試料	13,300

〔E〕 プラスチック その他これらに類するもの

〔1〕 機械的性質

項	目	番号	単位	手数料
	規格試験片の引張、曲げ、引裂、へん平、圧縮(10分以内)	E101	1試料	3,900
追加	試験時間	E120	10分毎	520
	通常の線図を報告書に添付	E102	1試料1枚	2,000
	試料の写真・図面を報告書に添付	E103	1試料	2,000
	動ひずみ測定(伸び計・ビデオ伸び計・動ひずみ計使用)	E104	1試料1点	2,600
	追加	応力-ひずみ線図を報告書に添付	E105	1試料
		依頼者指定状況のひずみ・変位(破壊時など)	E123	1点1回
		弾性係数(引張・圧縮<動ひずみ測定時>)	E108	1試料
	弾性係数(圧縮・3点曲げ)	E110	1試料	各 1,500
	段階的に荷重を負荷(除荷、応力保持、荷重保持を含む)	E112	1点1段階	2,000
	繰り返し試験(負荷および除荷の1サイクル)	E113	1回	520
	依頼者指定状況の応力・荷重(降伏時など)	E124	1点1回	1,500
	依頼者指定状況の変位・ひずみ・呼びひずみ(破壊時など)	E125	1点1回	520
	温度槽使用 1温度段階(5時間以内) (温度範囲は使用する試験機による)	E114	1点	15,700
	追加	E115	1時間毎	3,100
硬さ	ロックウェル	E116	1試料5点以内毎	3,100
	デュロメータ	E121	1試料	2,200
	バーコール	E122	1試料	2,200
	衝撃(シャルピー・アイゾット)	E118	1試料	1,500
	摩耗試験(テーバー式)(摩耗輪は依頼者負担)	E119	1試料	6,200

〔 2 〕 物理化学的性質

項 目		番号	単位	手数料
密度(アルキメデス法)		E201	1試料	4,100
寸法測定(金尺、ノギス、マイクロメーター等の測定工具による)		E202	1試料	各 1,000
接触角の測定		E206	1試料	5,200
吸水率	室温	E207	1試料	3,600
	沸騰水(6時間以内)	E208	1試料	4,100
固体動的粘弾性 (データ解析を含む)	室温より高い	E209	1試料	20,900
	液体窒素を使用する場合	E210	1試料	36,600
熔融体動的粘弾性(熱可塑性樹脂に限る)		E211	1試料	11,900

〔 3 〕 電氣的性質

項 目		番号	単位	手数料
電気抵抗率		E301	1試料	2,000
比誘電率・誘電正接(共振器法、1.1、2.5、5.1、10、20、28、40、60、80 GHz)		E304	1測定	23,500
	追加	E305	1測定	7,100
	1条件追加	E306	1測定	9,700
比誘電率・誘電正接(共振器法、75～110 GHz)		E313	1測定	26,500
	追加	E314	1測定	8,000
比誘電率・誘電正接(共振器法、110～170 GHz)		E315	1測定	34,000
	追加	E316	1測定	8,900
比誘電率・誘電正接(Sパラメータ法、導波管サンプルホルダ 8～18 GHz)		E307	1測定	26,000
	追加	E308	1測定	9,700
	1条件追加	E309	1測定	12,200
比誘電率・誘電正接(Sパラメータ法、フリースペース 18～110 GHz)		E310	1測定	27,900
	追加	E311	1測定	10,200
	1条件追加	E312	1測定	13,000
比誘電率・誘電正接(Sパラメータ法、フリースペース 110～170 GHz)		E317	1測定	38,600
	追加	E318	1測定	12,600

〔４〕 環境試験

項 目		番号	単位	手数料
耐水性試験	室温(1日毎)	E401	1試料	5,200
	沸騰水(6時間以内)	E402	1試料	6,200
耐薬品性試験	室温(1日毎)	E403	1試料	5,200
	依頼者指定の温度(8時間毎)	E404	1試料	6,200
耐光性試験(キセノンフェードメーター)(1時間毎)		E405	1試料	1,500
	試料の写真を報告書に添付	E407	1試料	2,000
耐候性試験(キセノンウェザーメーター)(1時間毎)		E406	1試験	1,500
	試料の写真を報告書に添付	E408	1試料	2,000

〔５〕 熱的性質

項 目		番号	単位	手数料	
荷重たわみ温度／ビカット軟化温度		E503	1試料	5, 200	
加熱残渣		E504	1試料	6, 200	
熱伝導率測定	定常法	E508	1試料	8, 300	
	非定常熱線法	E509	1試料	10, 400	
熱分析 (白金、アルミナ、銀 容器は依頼者負担)	DSC	液体窒素冷却を使用しない場合	E510	1スキャン毎	10, 400
		液体窒素冷却を使用する場合	E511	1スキャン毎	15, 700
	DSC 追加スキャン	加熱の場合	E518	1スキャン毎	6, 600
		冷却の場合	E519	1スキャン毎	10, 800
	比熱測定(DSC法)		E512	1試料	31, 400
	熱膨張率測定		E513	1試料	20, 900
	TG／DTA(～500℃)		E515	1スキャン毎	10, 400
		測定中のガス切り替えの追加	E520	1 回毎	5, 200
	TG／DTA(～800℃)		E516	1スキャン毎	15, 700
熱拡散率測定(室温)(レーザーフラッシュ法)		E514	1試料	13, 200	
	追加(室温より高い)	E517	1温度点毎	8, 200	

〔6〕 分光分析・組成分析・構造解析

項 目		番号	単位	手数料
高分子分子量測定	疎水性ポリマー(主な溶媒: THF)	E604	1試料	26, 100
	親水性ポリマー(主な溶媒: DMF)	E638	1試料	26, 100
赤外分光分析	フィルム法	E608	1試料	5, 200
	液膜法	E610	1試料	10, 400
	ATR法	E611	1試料	15, 700
X線光電子分光分析 (ESCA)	ワイドスキャン(全定性)	E612	1回	15, 700
	ナロースキャン(1成分)	E613	1回	15, 700
	追加	E632	1成分毎	5, 200
走査型電子顕微鏡写真		E615	1試料	15, 700
	追加(視野または倍率の変更)	E616	1視野毎	3, 100
	元素分析(定性)	E618	1試料	10, 400
	追加(分析箇所の変更)	E633	1視野毎	2, 000
	面分析	E619	1視野毎	5, 200
X線回折		E620	1試料	12, 700
光学顕微鏡写真		E636	1試料	5, 200
紫外可視・近赤外分 光分析	追加(視野または倍率の変更)	E637	1視野毎	1, 000
	紫外可視または近赤外	E624	1測定	各 5, 200
	紫外可視及び近赤外	E625	1測定	8, 900
熱分解GC-MS(定性)	追加(積分球・1回反射・温調セル使用)	E626	1測定	各 1, 500
		E627	1測定 3成分まで	30, 500
追加		E634	1成分	1, 500
蛍光分光分析(発光または励起)		E628	1試料	各 13, 600
蛍光X線分析(エネルギー分散、定性)		E629	1試料	10, 400
蛍光X線分析(波長分散、定性)		E630	1試料	10, 400
レーザーラマン分光分析		E631	1測定	26, 300
	マッピング	E635	1時間毎	8, 100
		E639	1測定 3成分まで	32, 400
熱脱着GC-MS(定性分析)(試料チューブは依頼者負担)		E640	1成分	1, 500
追加成分		E641	1試料	39, 200
高分子絶対分子量測定		E642	1試料	11, 900
	dn/dc測定	E642	1試料	11, 900

〔F〕微生物・酵素・食品 その他これらに類するもの

〔1〕微生物

項 目		番号	単位	手数料
薬剤の抗菌力試験 (最小発育阻止濃度)	96穴マイクロプレート	F123	1菌種 1試料	14,100
	追加(6試料まで)	F124	1試料	2,500
	液体培地希釈法、寒天平板希釈法	F101	1菌種 1試料	14,100
ハロー法		F102	1菌種 1試料	5,200
抗菌力		F104	1菌種 1試料 1条件	11,000
	追加	F117	1試料 1条件	3,600
カビ抵抗性試験	胞子の洗浄なし・カウントなし	F105	1試料	6,200
	追加写真	F118	1枚	1,000
	胞子の洗浄あり・カウントあり	F106	1試料	20,900
	追加写真	F119	1枚	1,000
	胞子の洗浄あり・カウントあり (恒温恒湿器による温湿度条件の設定)	F107	1試料	41,900
	追加写真	F120	1枚	1,000
生菌数	混釈法・塗抹法	F108	1試料	各 5,200
	フィルター法	F109	1試料	9,400
微生物の検出	培養	F110	1試料	5,200
	培養・観察	F111	1試料	8,300
分離		F112	1試料	15,700
微生物の光学顕微鏡写真		F114	1試料	5,200
	追加(視野または倍率の変更)	F115	1視野毎	1,000
	焼増し	F121	1枚	520
生分解性試験(酸素消費量の測定)		F125	1試料 1試験区	70,400
	追加(4試験区まで)	F126	1試料 1試験区	35,200

〔2〕酵素力価測定

項 目	番号	単位	手数料
アミラーゼ糖化力	F201	1試料	7,800
アミラーゼ液化力	F202	1試料	7,800
セルラーゼ糖化力	F203	1試料	7,800
リパーゼ	F204	1試料	7,800
プロテアーゼ	F205	1試料	11,500

〔3〕 食品

項 目		番号	単位	手数料
水分(乾燥法)		F301	1試料	3,100
灰分(灼熱残渣、強熱残渣)		F302	1試料	6,200
糖類の定量	直接還元糖ブドウ糖、果糖、全糖、蔗糖 (直接還元糖を含む)のいずれか一つの測定	F307	1試料	8,300
	高速液体クロマトグラフィーによる糖類分析	F308	1試料	10,400
	糖質分析装置(HPAEC-PAD)による糖の分析	F309	1試料 1成分	25,400
	試料追加	F311	1試料	10,500
酸化安定度		F310	1試料	10,000

〔4〕 その他

項 目		番号	単位	手数料
旋光度		F402	1試料	10,400
水分測定(カルフィッシャー法)		F403	1試料	8,300
	試料追加	F423	1試料	5,200
	水分気化装置使用	F424	1試料	1,100
粘度(比粘度) E型		F404	1試料	7,300
イアトロスキャン		F405	1試料	8,300
走査型電子顕微鏡写真		F406	1試料	15,700
	追加(視野または倍率の変更)	F407	1視野毎	3,100
	元素分析(定性)	F408	1試料	10,400
	追加(分析箇所の変更)	F425	1視野毎	2,000
	面分析	F409	1視野毎	5,200
紫外可視分光分析		F412	1測定	5,200
質量分析	MALDI TOF-MASS (消耗品は依頼者負担)	F416	1試料	35,300
	LC-MASS分析(溶媒・カラムは依頼者負担)	F417	1試料 1成分	26,100
	1成分追加	F418	1成分	15,700
蛋白質の電気泳動(SDS、Native、等電点)(消耗品は依頼者負担)		F419	1条件 3試料	30,900
アミノ酸分析		F426	1試料 1成分	44,000
糖質のクロマトグラフ 分析	追加(1試料・1成分)	F427	1試料 1成分	21,800
	TLC(溶媒・クロマト担体・呈色試薬は依頼者負担)	F421	1条件5試料 以内	6,100
	HPLC(溶媒・カラムは依頼者負担)	F422	1試料	10,400

〔G〕 無機薬品・無機材料・ガラス・セラミックス その他これらに類するもの

〔1〕 化学分析・組成分析・組織観察

項 目		番号	単位	手数料
X線光電子分光分析 (ESCA)	ワイドスキャン(全定性)	G107	1回	15,700
	ナロースキャン(1成分)	G108	1回	15,700
	追加	G122	1成分毎	5,200
	エッチング処理	G109	1回	4,100
蛍光X線分析(エネルギー分散、定性)		G110	1試料	10,400
蛍光X線分析(波長分散、定性)		G111	1試料	10,400
X線回折		G112	1試料	12,700
走査型電子顕微鏡写真		G114	1試料	15,700
	追加(視野または倍率の変更)	G115	1視野毎	3,100
	元素分析(定性)	G116	1試料	10,400
	追加(分析箇所の変更)	G123	1視野毎	2,000
	面分析	G117	1視野毎	5,200
レーザー顕微鏡画像		G118	1試料	10,400
	追加(視野の変更)	G124	1視野毎	2,000
原子間力顕微鏡画像		G119	1試料	13,600
	追加(視野または倍率の変更)	G125	1視野毎	5,200
表面あらさ		G128	1件	12,100
	追加	G129	1件毎	6,700
レーザーラマン分光分析		G121	1測定	26,300
	マッピング	G127	1時間毎	8,100
単結晶X線回折		G130	1測定	32,500
	結晶構造解析	G131	1測定	7,700

〔2〕 粉粒体特性

項 目		番号	単位	手数料
粒度分布測定		G203	1試料	10,400

〔 3 〕 光学的性質

項 目		番号	単位	手数料
紫外可視・近赤外分光分析	紫外可視または近赤外	G311	1測定	5,200
	紫外可視及び近赤外	G312	1測定	8,900
	追加(積分球使用)	G313	1測定	1,500
微小部絶対反射率(紫外及び可視)		G306	1試料	10,400
蛍光分光分析(発光または励起)		G307	1試料	各 13,600
ガラスの屈折率測定(室温)(アッペ法)		G308	1試料	3,100
光沢度		G314	1試料	5,500

〔 4 〕 熱的性質

項 目		番号	単位	手数料
熱分析 (白金,アルミナ容器 は依頼者負担)	TG/DTA(室温～550℃)	G401	1試料	10,400
	TG/DTA(室温～1200℃)	G406	1試料	17,700
	DSC(室温～550℃)	G407	1試料	10,400
	DSC(室温～1000℃)	G408	1試料	17,700
	比熱(DSC法、100℃～1000℃、5温度点以内)	G409	1試料	47,000
熱膨張測定(TMA)	室温より高い	G403	1試料	10,400
	液体窒素を使用する場合	G404	1試料	26,100
熱拡散率測定(室温)(レーザーフラッシュ法)		G405	1試料	13,200
	追加(室温より高い)	G410	1温度点毎	8,200

〔 5 〕 電磁気性質

項 目		番号	単位	手数料
電気抵抗測定(室温)		G502	1試料	10,400
ホール定数測定(室温)		G503	1試料	14,600
ゼーベック係数測定(室温～800℃)(4温度点以内)		G504	1試料	14,600
	追加(1温度点)	G506	1温度毎	3,100
電気抵抗率測定(室温～800℃)(4温度点以内)		G505	1試料	14,600
	追加(1温度点)	G507	1温度毎	3,100

項	目	番号	単位	手数料
比誘電率・誘電正接(共振器法、1.1、2.5、5.1、10、20、28、40、60、80 GHz)		G508	1測定	23,500
	追加	G509	1測定	7,100
	1条件追加	G510	1測定	9,700
比誘電率・誘電正接(共振器法、75～110 GHz)		G521	1測定	26,500
	追加	G522	1測定	8,000
比誘電率・誘電正接(共振器法、110～170 GHz)		G523	1測定	34,000
	追加	G524	1測定	8,900
比誘電率・誘電正接(Sパラメータ法、導波管サンプルホルダ 8～18 GHz)		G511	1測定	26,000
	追加	G512	1測定	9,700
	1条件追加	G513	1測定	12,200
比誘電率・誘電正接(Sパラメータ法、フリースペース 18～110 GHz)		G514	1測定	27,900
	追加	G515	1測定	10,200
	1条件追加	G516	1測定	13,000
比誘電率・誘電正接(Sパラメータ法、フリースペース 110～170 GHz)		G525	1測定	38,600
	追加	G526	1測定	12,600
仕事関数(ケルビンプローブ法)		G517	1測定	17,300
	追加	G518	1測定	7,600
仕事関数(光電子収量分光法)		G519	1測定	24,900
	追加	G520	1測定	7,700

〔6〕 機械的性質

項	目	番号	単位	手数料
圧縮・曲げ試験		G601	1試料	各 6,800
ガラスの耐熱衝撃試験		G605	1試料	6,200
比重(アルキメデス法)		G606	1試料	4,100
ガラスの水圧試験		G607	1試料	4,100

〔7〕 加工

項	目	番号	単位	手数料
レーザー加工(点または直線状パターン)		G701	1試料	9,900

〔H〕金属材料 その他これらに類するもの

〔1〕 機械的性質（引張試験（参考規格：JIS Z2241））

項 目		番号	単位	手数料
通常(引張強さ、破断伸び、破断位置、(絞り))(10分以内)		H101	1試料	4,400
追 加	試験時間	H115	10分毎	520
	通常の線図を報告書に添付	H102	1試料1枚	2,000
	試料の写真・図面を報告書に添付	H103	1試料	2,000
	動ひずみ測定(伸び計・ビデオ伸び計・動ひずみ計使用)	H104	1試料1点 1方向	2,600
	追加	応力-ひずみ線図を報告書に添付	H105	1試料1枚
耐力または降伏応力		H106	1試料	1,500
弾性係数		H108	1試料	1,500
耐力(降伏応力)および弾性係数		H109	1試料	2,600
温度槽使用 1温度段階(5時間以内) (温度範囲は使用する試験機による)		H114	1点	15,700
	追加	H116	1時間毎	3,100

〔2〕 〔1〕と統合したため削除

〔3〕 機械的性質（上記以外）

項 目		番号	単位	手数料
硬さ（ロックウェル）		H303	1試料5点 以内	3,100
	試料の写真・図面を報告書に添付	H310	1試料	2,000
硬さ（ビッカース）		H307	1試料5点 以内	4,400
	測定点追加	H308	5点毎	3,800
	試料の写真・図面を報告書に添付	H311	1試料	2,000
損失係数（減衰法）		H304	1試料 1ひずみ振幅	4,100
	追加	H309	1ひずみ振幅毎	3,100
弾性率（共振法）		H305	1試料	6,200
剛性率（共振法）		H306	1試料	6,200

〔4〕 めっきに関する分析・測定

項 目		番号	単位	手数料
めっきの厚さ	電解式測定器による(凹凸のない平滑な面が5cm角以上あること)	H401	1件	2,000
陽極酸化皮膜の厚さ(渦電流式, 凹凸のない平滑な面が5cm角以上あること)		H403	1件	2,000
付着量		H404	1件	3,100
硫酸銅試験(4回以内)		H418	1件	3,100
塩水噴霧試験 試料回転式 (幅7cm×高さ15cm ×厚さ3cm、500g以 内)	試料回転無(24時間以内)	H426	1試料	3,000
	2日目以降	H427	1試料	1,700
	試料回転有(24時間以内)	H428	1試料	4,000
	2日目以降	H429	1試料	2,500
	噴霧および噴霧停止サイクル試験(24時間以内)	H430	1試料	5,000
	2日目以降	H431	1試料	3,500
恒温恒湿試験(72時間毎)		H408	1試料	9,400
走査型電子顕微鏡写真		H409	1試料	15,700
	追加(視野または倍率の変更)	H410	1視野毎	3,100
	元素分析(定性)	H411	1試料	10,400
	追加(分析箇所の変更)	H422	1視野毎	2,000
	面分析	H412	1視野毎	5,200
X線光電子分光分析 (ESCA)	ワイドスキャン(全定性)	H413	1回	15,700
	ナローズスキャン(1成分)	H414	1回	15,700
	追加	H423	1成分毎	5,200
	エッチング処理	H415	1回	4,100
蛍光X線分析(エネルギー分散、定性)		H416	1試料	10,400
X線回折		H417	1試料	12,700
中性塩水噴霧サイクル試験(24時間以内)		H420	1試料	14,100
	追加(24時間毎)	H424	1試料	9,500
めっきの硬さ(ピッカース)		H421	1件	4,400
キャス試験(24時間以内・15cm×7cm以内)		H419	1試料	7,800
	追加(24時間毎)	H425	1試料	3,400

〔５〕 化学成分分析・組織観察

項	目	番号	単位	手数料
光学顕微鏡写真		H501	1試料	5,200
	追加(視野または倍率の変更)	H513	1視野毎	1,000
マクロ組織写真		H502	1試料	5,200
X線回折		H503	1試料	12,700
蛍光X線分析(波長分散、定性)		H504	1試料	10,400
蛍光X線分析(エネルギー分散、定性)		H505	1試料	10,400
走査型電子顕微鏡写真		H508	1試料	15,700
	追加(視野または倍率の変更)	H514	1視野毎	3,100
	元素分析(定性)	H509	1試料	10,400
	追加(分析箇所変更)	H515	1視野毎	2,000
	面分析	H516	1視野毎	5,200
X線光電子分光分析(ESCA)	ワイドスキャン(全定性)	H510	1回	15,700
	ナローズキャン(1成分)	H511	1回	15,700
	追加	H517	1成分毎	5,200
	エッチング処理	H512	1回	4,100

〔６〕 環境試験

項	目	番号	単位	手数料
腐食試験(浸せき法) (消耗品は依頼者負担)	室温(1日毎)	H601	1試料	5,200
	恒温槽使用(1日毎)	H602	1試料	6,200
	試料の写真を報告書に添付	H603	1試料	2,000

〔７〕 熱的性質

項	目	番号	単位	手数料
熱拡散率測定(室温)(レーザーフラッシュ法)		H701	1試料	13,200
	追加(室温より高い)	H709	1温度点毎	8,200
熱膨張測定(TMA)	室温より高い	H702	1試料	10,400
	液体窒素を使用する場合	H703	1試料	26,100
熱分析 (白金,アルミナ容器は依頼者負担)	TG/DTA(室温～550℃)	H704	1試料	10,400
	TG/DTA(室温～1200℃)	H705	1試料	17,700
	DSC(室温～550℃)	H706	1試料	10,400
	DSC(室温～1000℃)	H707	1試料	17,700
	比熱(DSC法、100℃～1000℃、5温度点以内)	H708	1試料	47,000

〔 8 〕 電氣的性質

項	目	番号	単位	手数料
仕事関数(ケルビンプローブ法)		H801	1測定	17,300
	追加	H802	1測定	7,600
仕事関数(光電子収量分光法)		H803	1測定	24,900
	追加	H804	1測定	7,700

〔 J 〕 各種製品・構造物・筐体 その他これらに類するもの

〔 1 〕 形状測定

項	目	番号	単位	手数料
表面あらさ		J105	1件	12,100
	追加	J106	1件毎	6,700

〔 2 〕 荷重試験（試験機を使用する場合）

項		目	番号	単位	手数料	
通常(10分以内)			J201	1試料	6,100	
追加	試験時間		J217	10分毎	520	
	通常の線図を報告書に添付		J202	1試料1枚	2,000	
	試料の写真・図面を報告書に添付		J203	1試料	2,000	
	静ひずみ測定		J204	1点1方向	1,500	
	追加		J205	1回毎	520	
	動ひずみ測定(伸び計・ビデオ伸び計・動ひずみ計使用)		J206	1試料1点 1方向	2,600	
	追加	ひずみ線図を報告書に添付		J207	1試料1枚	2,000
		依頼者指定状況のひずみ(破壊ひずみなど)		J219	1点1方向1回	520
	段階的に荷重を負荷(除荷、荷重保持を含む)		J214	1点1段階	520	
	繰返し試験(負荷および除荷の1サイクル)		J215	1点1回	520	
	試料の寸法(金尺、ノギス、マイクロメータ等の測定工具による測定)		J213	1点1回	520	
	依頼者指定状況の荷重		J220	1点1回	1,500	
	依頼者指定状況の変位		J221	1点1回	520	
	温度槽使用 1温度段階(5時間以内) (温度範囲は使用する試験機による)		J216	1点	15,700	
	追加	J218	1時間毎	3,100		

〔3〕 荷重試験（試験機を使用しない場合）

項 目		番号	単位	手数料
通常(10分以内)		J301	1試料	2,600
追 加	試験時間	J311	10分毎	520
	通常の線図を報告書に添付	J302	1試料1枚	2,000
	試料の写真・図面を報告書に添付	J303	1試料	2,000
	静ひずみ測定	J304	1点1方向	1,500
	追加	J305	1回毎	520
	動ひずみ測定(動ひずみ計使用)	J306	1試料1点 1方向	2,600
	追加(線図を報告書に添付)	J307	1試料1枚	2,000
	依頼者指定状況のひずみ	J313	1点1方向1回	520
	段階的に荷重を負荷(除荷、荷重保持を含む)	J308	1点1回	520
	試料の寸法(金尺、ノギス、マイクロメータ等の測定工具による測定)	J309	1点1段階	520
	温度槽使用 1温度段階(5時間以内) (温度範囲は使用する装置による)	J310	1点	15,700
	追加	J312	1時間毎	3,100

〔4〕 化学成分分析・表面観察

項 目		番号	単位	手数料
光学顕微鏡写真		J401	1試料	5,200
	追加(視野または倍率の変更)	J402	1視野毎	1,000
蛍光X線分析(波長分散、定性)		J404	1試料	10,400
蛍光X線分析(エネルギー分散、定性)		J405	1試料	10,400
走査型電子顕微鏡写真		J406	1試料	15,700
	追加(視野または倍率の変更)	J407	1視野毎	3,100
	元素分析(定性)	J408	1試料	10,400
	追加(分析箇所変更)	J409	1視野毎	2,000
	面分析	J410	1視野毎	5,200
レーザー顕微鏡画像		J411	1試料	10,400
	追加(視野の変更)	J412	1視野毎	2,000

〔5〕 振動試験

項	目	番号	単位	手数料
振動試験(正弦波形・ランダム波形・衝撃波形、1時間以内)		J503	1試料 1条件	15,200
	追加	J504	1時間	4,100
	振動計測	J505	1計測	3,000
	温度槽使用	J506	1時間	2,000

〔6〕 機械的性質

項	目	番号	単位	手数料
硬さ(ロックウェル)		J601	1試料 5点以内	3,000
	試料の写真・図面を報告書に添付	J602	1試料	2,000

〔K〕 光源・照明器具 その他これらに類するもの

〔1〕 可視光域の光源(波長域: 360~830 nm)

項	目	番号	単位	手数料
全光束測定 (小型積分球使用) 試料:最大長50mm以下 (LEDチップ・モジュール, 小型電球類相当)かつ 全光束:5,000 ルーメン以下	全光束測定コース<全光束+光源色>	K101	1測定	15,700
	全光束	K102	1測定	9,800
	分光分布	K103	1測定	9,800
	光源色 <分光分布+色度+色温度+演色性評価数>	K104	1測定	12,600
全光束測定 (大型積分球使用) 試料:最大長1200mm 以下(40W形直管蛍光灯相当)かつ 全光束:50,000 ルーメン以下	全光束測定コース<全光束+光源色>	K105	1測定	16,900
	全光束	K106	1測定	10,700
	分光分布	K107	1測定	10,700
	光源色 <分光分布+色度+色温度+演色性評価数>	K108	1測定	13,600
二次元色彩・輝度分布測定	色彩・輝度分布測定コース <輝度分布+色度分布+色温度分布>	K109	1測定	15,400
	輝度分布	K110	1測定	8,400
	色度分布	K111	1測定	8,400
	色温度分布	K112	1測定	8,400

項 目			番号	単位	手数料
配光測定 (小型配光装置使用) 試料サイズ:最大長100mm以下	配光(球帯係数法による全光束測定を含む)		K114	1測定	11,100
	光度		K116	1測定	6,800
	上記2項目 への追加	分光分布	K123	1測定	5,700
		色彩 ＜色度＋色温度＋演色性評価数＞	K118	1測定	5,700
配光測定 (大型配光装置使用) 試料サイズ:最大長100mmをこえ1,500mm以下	配光(球帯係数法による全光束測定を含む)		K113	1測定	19,400
	光度		K115	1測定	10,300
	上記2項目 への追加	分光分布	K124	1測定	5,700
		色彩 ＜色度＋色温度＋演色性評価数＞	K122	1測定	5,700
輝度測定			K117	1測定	5,700
照度測定			K119	1測定	5,700

〔2〕 紫外光域を含む光源（波長域：220 nm～）

項 目		番号	単位	手数料	
全放射束測定 (5.3inch積分球使用) 波長域:220～850 nm 試料:最大長60mm以下(LEDチップ・モジュール相当) かつ 放射束範囲:0.04mW～0.8W	全放射束測定コース ＜全放射束＋分光分布＋光源色＞		K201	1測定	15,800
	全放射束		K202	1測定	9,800
	分光分布		K203	1測定	9,800
	光源色 ＜分光分布＋色度＋色温度＋演色性評価数＞		K204	1測定	13,000
配光測定 (小型配光装置使用) 波長域:220～400 nm 試料サイズ: 最大長100mm以下	配光(球帯係数法による全放射束測定を含む)		K205	1測定	11,100
	放射強度		K206	1測定	7,000
	上記2項目 への追加	分光分布	K207	1測定	5,900
		色彩 ＜色度＋色温度＋演色性評価数＞	K208	1測定	5,900

〔L〕 環境計量証明に該当しない一般分析（溶液）

項 目	番号	単位	手数料
pH	L101	1試料	2,600
電気伝導率	L102	1試料	5,800
有機体炭素(TOC)	L109	1試料	13,600

「環境計量証明に該当しない一般分析」では、環境試料（河川水、海水など）中の物質の濃度測定は取り扱いません。

〔M〕重量

項	目	番号	単位	手数料
重量(国家検定付電子天びん、1g～6200g)		M101	1試料	2,800
	1試料追加	M103	1試料	470
重量(分析天びん、0.01g～320g)		M102	1試料	2,300
	1試料追加	M104	1試料	470

〔S T〕試料調製費

記 号	料 金
ST01	520
ST02	1,000
ST03	2,000
ST04	3,100
ST05	4,100
ST06	5,200
ST07	6,200
ST08	7,300
ST09	8,300
ST10	9,400
ST11	10,400

6. 装置使用料

(注)

1. 機器・装置の使用にあたっては、その使用技術とともに**十分な経験を有する方に限ります**ので、必ず事前に担当研究員と十分ご相談ください。
2. 機器・装置の使用にあたり、**指導が必要と判断される場合**には、**指導料**(30分あたり2,500円、消費税込み)を別途加算します。
3. 使用料は、全日(9:00-17:30)、午前(9:00-12:15)、午後(13:00-17:30)の単位で記載しています。一部、半日使用できないものがあります。
4. 時間単位での使用料の算定は行いません。
5. 装置使用に係る消耗品は、依頼者負担をお願いする場合があります。

※使用料金額は、**消費税等込みの総額表示**です。(単位:円)

(1) 試験機器・装置

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
キャピラリーレオメーター	東洋精機製作所 1-C	PA03	9,400	4,000	5,400
万能材料試験機	島津製作所 オートグラフ AGS-J 5KN	PA04	8,300	3,500	4,800
衝撃試験機	東洋精機製作所 シャルピー／アイゾット	PA05	5,200	2,200	3,000
洗浄力試験機	上島製作所	PA09	6,200	2,600	3,600
台所用洗剤用洗浄力試験機	東京電通 リーナッツ改良型 TG71201S	PA10	3,100	1,300	1,800
耐折試験機	安田精機 MIT型	PA11	5,200	2,200	3,000
透気度試験機	安田精機 ガーレー型	PA13	3,100	1,300	1,800
引裂試験機	安田精機 エレメンドルフ型	PA22	3,100	1,300	1,800
摩耗試験機	テーバー型 MODEL174	PA26	7,300	3,100	4,200
荷重たわみ温度試験機	マイズ試験機 No.520-PC	PA28	9,500	4,000	5,500
万能材料試験機	島津製作所 AGS-10kNX	PA29	10,500	4,500	6,000
万能材料試験機	ミネベア TGI-50kN	PA30	17,000	7,200	9,800
表面性試験機	新東科学 HEIDON-14S/D	PA31	6,100	2,600	3,500
酸化安定度測定装置	アントンパール RapidOxy 100	PA32	9,400	4,000	5,400

(2) 分析機器・装置

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
イアトロスキャン	三菱化学ヤトロン MK-5	PB01	7,300	3,100	4,200
近赤外分光光度計	日本分光 V-670	PB05	10,400	4,400	6,000
紫外可視近赤外分光光度計	日本分光 V-780	PB14	10,400	4,400	6,000
旋光度測定装置	日本分光 ポーラリメーター	PB19	5,200	2,200	3,000
微小部鏡面反射測定装置	大塚電子 FE-3000	PB25	5,200	2,200	3,000
分光色彩計	トプコン SC-777	PB27	10,400	4,400	6,000
分光式色差計	日本電色工業 SE-7700	PB28	7,300	3,100	4,200
万能倒立顕微鏡	ニコン DIAPHOT-TMD	PB34	5,200	2,200	3,000
FT-IR用観察型ダイヤモンドATR	センサーテクノロジー DuraScope I	PB38	2,000	900	1,100
赤外分光光度計	日本分光 FT/IR-4100	PB41	10,400	4,400	6,000
FT-IR用観察型ダイヤモンドATR	日本分光 ATR PRO 4X VIEW	PB51	4,500	1,900	2,600
赤外分光光度計	日本分光 FT/IR-4X	PB52	14,100	6,000	8,100
紫外可視分光光度計	島津製作所 UV-2550	PB42	10,400	4,400	6,000
瞬間マルチ測光システム	大塚電子 MCPD-7700	PB43	6,400	2,700	3,700
光沢度計	コニカミノルタ GM-268PLUS	PB44	1,100	500	600
変角光度計	日本電色工業 GC-5000L	PB45	6,100	2,600	3,500
自動変角絶対反射率測定装置	日本分光 ARMN-920	PB46	13,500	5,700	7,800
プレートリーダー(吸光、蛍光、発光)	PerkinElmer Nivo 3F	PB47	10,300	4,400	5,900
全有機炭素分析計(TOC分析計) (水系試料測定用)	アナリティック・イエナ multiN/C	PB48	10,600	4,500	6,100
全有機炭素分析計(TOC分析計) (固体試料測定用)	アナリティック・イエナ multiN/C,HT1300	PB49	14,900	6,300	8,600
キャピラリー電気泳動装置	Agilent CE 7100	PB50	12,000	5,100	6,900

(3) 加工機器・装置

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
大型滑走式マイクローム	ライカ ポリカット	PC03	7,300	3,100	4,200
高周波予熱機	富士電波工機 FDP-323M	PC09	8,300	3,500	4,800
コンターマシン	ワイエス工機 VZ-400	PC12	6,200	2,600	3,600
真空圧縮成形機	神藤金属工業所 WFA型	PC17	8,300	3,500	4,800
コンターマシン	ワイエス工機 CUT-500	PC20	6,200	2,600	3,600

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
マイクロカッティングマシン	EXAKT	PC22	10,400	4,400	6,000
トランスファ成形機	神藤金属工業所 HA-50	PC25	10,400	4,400	6,000
ニーダー	森山製作所	PC26	5,200	2,200	3,000
圧縮成形プレス	神藤金属工業所 手動式(37t)	PC30	7,300	3,100	4,200
研磨機	リファインテック APM-128	PC35	5,200	2,200	3,000
ボールミル回転架台	タナカテック RBL-2DTU	PC36	5,200	2,200	3,000
ハンディラップ	日本電子データム HLA-2	PC37	5,200	2,200	3,000
電気マッフル炉	アドバンテック東洋 KL-280	PC38	4,100	1,800	2,300
自動面積計	林電工 AAM-9	PC39	3,100	1,300	1,800
圧縮成形金型	75φ×2t	PC40	1,500	700	800
ポット型染色試験機	辻井染機工業 赤外線加熱染色機 MCD-306EPT	PC42	8,000	3,400	4,600

(4) 環境試験器・装置

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
音響環境計測装置(無響室)	高山工業	PD01	10,400	4,400	6,000
ギヤー老化試験機	スガ試験機 TG-100	PD02	5,200	2,200	3,000
恒温恒湿器	タバイエスペック プラチナスKシリーズ	PD03	5,200	2,200	3,000
恒温器	タバイエスペック LH-113	PD05	2,000	900	1,100
ワークオペレーション型恒温器	タバイエスペック WU-200S	PD06	3,100	1,300	1,800
恒温恒湿器	アドバンテック THE051FA	PD10	5,200	2,200	3,000
乾熱滅菌機	ヤマト科学 SG810	PD11	5,200	2,200	3,000
染色摩擦堅ろう度試験機	安田精機製作所 学振型	PD12	2,300	1,000	1,300
恒温恒湿器	ヤマト科学 IG400	PD13	5,700	2,400	3,300

(5) 計測機器・装置

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
位相差顕微鏡	ニコン XF-PH-2	PE02	3,100	1,300	1,800
カールフィッシャー水分測定装置	三菱化学 CA-200	PE06	7,300	3,100	4,200
起泡力測定装置	ロスマイルス法	PE07	6,200	2,600	3,600

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
実体顕微鏡	ニコン SMZ-10A (CCDカメラ付)	PE11	2,000	900	1,100
実体顕微鏡	オリンパス SZX12	PE12	3,100	1,300	1,800
照度計	トプコンサービス IM-5	PE13	3,100	1,300	1,800
静電気半減期測定装置	シシド静電気 H-0110-C	PE15	8,300	3,500	4,800
接触角測定装置	協和界面科学 CAX-150	PE16	5,200	2,200	3,000
デュロメータ硬度計	高分子計器 A型、D型	PE18	5,200	2,200	3,000
電気抵抗測定装置	横河電機 HP4339A	PE19	7,300	3,100	4,200
バーコール硬度計	コールマン GYZJ 934-1	PE21	5,200	2,200	3,000
万能工具顕微鏡	東京光学機械 T.U.M-150B	PE22	6,200	2,600	3,600
非接触ハンディ温度計	キーエンス IT2-80	PE24	3,100	1,300	1,800
表面自由エネルギー測定装置	協和界面科学 CAX-150(FAMAS)	PE25	10,400	4,400	6,000
表面張力計	協和界面科学 CBVP-A3(吊板式)	PE27	10,400	4,400	6,000
表面張力計	クルス BP100(最大泡圧法)	PE28	10,400	4,400	6,000
分子配向計	王子計測機器 MOA-6015	PE29	8,300	3,500	4,800
偏光ひずみ計	神港精機 ポーラリメータ	PE30	3,100	1,300	1,800
光学顕微鏡(簡易偏光機能付き)	オリンパス BX53M型(撮影キット付)	PE61	6,400	2,700	3,700
光学顕微鏡(明視野、暗視野、位相差、デジタルカメラ付き)	エビデント CX43-11-PH	PE67	7,800	3,300	4,500
レーザー顕微鏡	オリンパス LEXT OLS4100	PE59	10,400	4,400	6,000
ポータブルポテンシオガルバノスタット	北斗電工 HA-151	PE37	5,200	2,200	3,000
無抵抗電流計	北斗電工 HM-104	PE38	5,200	2,200	3,000
摩擦帯電圧測定装置	興亜商会 RST-201	PE41	7,300	3,100	4,200
BOD測定装置	タイテック 200F	PE43	3,100	1,300	1,800
化学発光撮影装置	東洋紡績 FAS-1000	PE44	3,100	1,300	1,800
pHメーター	HORIBA pH meter F-72S	PE46	4,100	1,800	2,300
触針式段差・表面粗さ計	小坂研究所 ET3000i	PE47	10,400	4,400	6,000
触針式微細表面形状測定装置	ブルカー Dektak XT-A	PE62	13,500	5,700	7,800
FFTアナライザ	小野測器 DS-2000	PE48	5,200	2,200	3,000
ガウスメーター	レイクショア 475型	PE49	4,500	1,900	2,600
テクスチュロメータ	全研 GTX-2-IN	PE50	5,500	2,400	3,100
精密騒音計	リオン NL-52	PE51	5,100	2,200	2,900
電子天びん(国家検定付)、1g～6200g	島津製作所 UW6200HV	PE53	950	400	550
分析天びん、0.01g～320g	島津製作所 AUX320	PE54	950	400	550

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9 : 00-17 : 30	午前 9 : 00-12 : 15	午後 13 : 00-17 : 30
多波長アッベ屈折計	アタゴ DR-M4	PE55	4,300	1,900	2,400
ロックウェル硬さ試験機	ミツトヨ HR-522	PE56	4,100	1,800	2,300
実体顕微鏡	オリンパス SZX16	PE57	2,900	1,300	1,600
自動融点測定器	メトラー・トレド MP80	PE60	5,400	2,300	3,100
ガラス歪検査器	ルケオ LSM-4401LE	PE63	4,000	1,700	2,300
熱拡散率測定装置	日立ハイテック ai-Phase Mobile 1u	PE64	10,600	4,500	6,100
倒立型蛍光位相差顕微鏡(オールインワン蛍光顕微鏡)	キーエンス BZ-X810	PE65	19,300	8,100	11,200
粘度計(E型)	東機産業 R100型	PE66	11,700	5,000	6,700

(6) その他の機器・装置

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9 : 00-17 : 30	午前 9 : 00-12 : 15	午後 13 : 00-17 : 30
オートクレーブ	平山 HV-50LB	PF06	5,200	2,200	3,000
オートクレーブ	トミー精工 LPS-500	PF61	6,300	2,700	3,600
高速冷却遠心機	日立 CR22FM	PF11	7,300	3,100	4,200
紫外線ハンドランプ	スペクトロライン ENF-260C	PF16	2,000	900	1,100
真空熱処理炉	いすゞ製作所 DKRO-13K	PF21	5,200	2,200	3,000
真空乾燥機	EYELA VOS-200SD	PF22	5,200	2,200	3,000
超音波発生装置	久保田製作所 201M	PF27	7,300	3,100	4,200
定電圧／定電流電源装置	高砂製作所 GPO50-2	PF29	3,100	1,300	1,800
凍結真空乾燥機	東京理化器械 FDU-1110	PF60	5,200	2,200	3,000
非接触三次元形状入力装置	コニカミノルタ VIVID-910	PF32	5,200	2,200	3,000
有機溶媒蒸気吸着装置	流通式	PF34	3,100	1,300	1,800
スピンコーター	ミカサ 1H-D7	PF35	10,400	4,400	6,000
恒温槽	アドバンテック LS-30602A (スターラー付き)	PF38	5,200	2,200	3,000
ジャーファーマンター	三ツワ理化学 KMJ-30-2U	PF42	10,400	4,400	6,000
フレンチプレス	大岳製作所 本体5615 セル5501	PF43	5,200	2,200	3,000
超音波細胞破碎装置	東湘電機 UCD-200TM	PF44	5,200	2,200	3,000
ストマッカー(ブレンダミックス)	東京エムアイ商会 MIX 1	PF45	2,000	900	1,100
温度傾斜培養機	サンキ精機 RLS-20K	PF47	5,200	2,200	3,000
超音波洗浄器	アズワン ASU-3	PF51	2,000	900	1,100

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
多検体細胞破碎装置(シェークマスター)	バイオメディカルサイエンス BMS-12	PF54	5,200	2,200	3,000
リアルタイムPCR装置	Agilent Technologies Mx3000P	PF56	4,100	1,800	2,300
熱風循環式乾燥機	松井製作所 PO-80	PF57	2,900	1,300	1,600
マグネトロン型イオンスパッタリング装置	日本電子 JFC-1600	PF58	1,400	600	800
電子回路プリンタ	Voltera V-ONE	PF59	3,400	1,500	1,900

(7) 経済産業省関連事業による導入機器・装置

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
電極塗工装置	・電極塗工液調整装置／クラボウ／マゼルスター KK-250S [遊星式、最大処理量:250g] ・電極塗工装置／テスター産業／PI-1210 [研磨ガラス塗工台(幅280×長さ450mm)、有効長:330mm、塗工速度:10～200mm/s、アプリケーション:2種] ・ロールプレス機／タクミ技研／SA-602 [ロールサイズ:φ100×165mm、荷重:Max38kN、回転速度:0.2～3.5m/min、温度:Max200℃、ロール間隔:0～3mm] ・定温乾燥機／アドバンテック／DRA430DA [温度:40～300℃、内寸:幅460×奥行475×高さ450mm]	PG01	14,000	5,900	8,100
ラミネートセル作製装置	・打ち抜き機／宝泉／PRESS CUTTER LL型 [トムソン刃:セパレータ用、正極用、負極用] ・超音波接合機／BRANSON／40MA-XAE-50 [周波数:40kHz、出力:800W、ヘッドサイズ:3mm×5mm、最大加圧力:1000N] ・注液機／TOSEI／SV-150 [最大包装材寸法:横140×縦150mm、接着部温度:180℃、ダイアフラムポンプ] ・シール機／富士インパルス／T-130K 及び T-230K [シール幅:10mm、シール長:120mm(T-130K) 及び 220mm(T-230K)]	PG02	8,500	3,600	4,900
コイン電池作製装置	・打ち抜き機／宝泉 [打ち抜き用金型:負極用 φ16.1mm、正極用 φ15.9mm、セパレータ用 φ17mm・φ24mm] ・手動かしめ機／宝泉 [CR2032用] ・分解機／宝泉 [CR2032用]	PG03	4,000	1,700	2,300

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
充放電測定装置	Solartron analytical/1470E Cell test system [チャンネル数:8ch、最大出力電圧:+10V～-3V、最大出力電流:±4A、サイクリックボルタモグラム]	PG04	5,600	2,400	3,200
	追加(充放電1チャンネル毎)	PG10	2,000	900	1,100
	追加(インピーダンス測定)	PG11	2,500	1,100	1,400
インピーダンス測定装置	Solartron analytical/1470E Cell test system [周波数範囲:10μHz～1MHz]	PG05	5,600	2,400	3,200
高温伝導度測定システム	東陽テクニカ製/HT-Z-800 [最高温度:600℃、雰囲気制御型セル、ディスク型試料ホルダー、平板型試料ホルダー]	PG06	5,800	2,500	3,300
真空定温乾燥機	ヤマト科学/角型真空定温乾燥器 DP200 [温度:40～240℃、内寸:200×250×200mm、ロータリーポンプ]	PG07	2,700	1,200	1,500
ドライチャンバー	ダイキン工業/HRW-60AR [内寸:幅2300×奥行900×高さ765mm、露点温度:-60℃以下]	PG08	5,100	2,200	2,900
グローブボックス	M.BRAUN/LABmaster PRO SP [ボックス内サイズ:1500×1000×高さ900mm、グローブポート:片面3個(両面計6個)、雰囲気:アルゴン(酸素・水分ともに1ppm以下)]	PG09	12,300	5,200	7,100

(経済産業省 平成24年度補正予算事業「地域新産業創出基盤強化事業」により導入)

- 注) 1. 作業内容によってご利用可能な装置類が異なります。
2. 複数の装置(群)の項目を適用する場合、使用料は合計金額となります。
3. 多くの方にご利用いただくため使用日数を制限させていただく場合があります。
4. 本センターの設備や機器での試料の保管はご遠慮ください。
5. 表中の金額に部材費(実費)は含んでいません。

【電池試作にかかる部材】

品 名	仕 様	番号	単位	使 用 料
銅箔	18μm厚、200mm幅	PG1A	1m	320
アルミ箔	20μm厚、200mm幅	PG1B	1m	240
負極粉末	球状化黒鉛粉末	PG1C	25g	630
導電助剤	アセチレンブラック、電池グレード	PG1D	25g	1,500
結着剤	PVDF、電池グレード	PG1E	10g	820
溶媒	NMP、電池グレード	PG1F	50g	550
電解液	LiPF ₆ 1M/EC:DEC1:1	PG2A	20mL	1,000
セパレータ	電池グレード	PG2B	50cm	550
ラミネートフィルム	200mm幅	PG2C	50cm	220
タブ	シーラント付タブ アルミ&銅	PG2D	5組	710
コイン電池セット	CR2032用	PG3A	5個	2,100

- 注) 1. 仕様は予告なく変更することがあります。

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
傾斜切削装置付顕微IR	・赤外分光光度計部／ブルカー・オブティクス／VERTEX70 [広帯域MCT検出器 12,000～420 cm ⁻¹ , DLaTGS検出器 12,000～350 cm ⁻¹] ・赤外顕微鏡部／ブルカー・オブティクス／HYPERION3000 [単素子MCT検出器 10,000～600 cm ⁻¹ , 二次 元多素子MCT検出器 5,000～900 cm ⁻¹] ・試料作製用傾斜切削装置部／ダイプラ・ウィ ンテス／DN-GS [荷重センサ容量 20 N, 試料サイズ 縦横30 ～70 mm×高さ10 mm以内, 切刃移動範囲 水平20 mm×深10 mm]	PH01	23,400	9,900	13,500

(経済産業省近畿経産局 平成25年度補正予算事業「地域オープンイノベーション促進事業(近畿地域)」により導入)

- 注) 1. 精密機器のため、操作方法を十分に習熟した方のみご使用いただけます。
 2. 試料作製の切削装置に必要な切刃はご準備ください。

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
マイクロ波試料前処理装置	メーカー： マイルストーン 機種： ETHOS UP 搭載出力： 1900W ローター： 高圧ローター(10本用) 多検体用ローター(44本用) センサー： 内部温度センサー 内部圧力センサー 酸蒸気検出センサー コントロールターミナル： タッチスクリーンコントローラー 分解容器の開閉： 自動容器開閉モジュール付	PI01	16,500	7,000	9,500

(経済産業省 平成26年度地域イノベーション協創プログラム補助金「地域オープンイノベーション促進事業」により導入)

- 注) 1. 劇物等を扱う作業を伴うため、操作方法を十分に習熟した方のみご使用いただけます。

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
マルチチャンネル型ICP-AES (マルチチャンネル型高周波誘導 結合プラズマ発光分光分析装置)	メーカー: サーマフィッシャー サイエン ティフィック 機種: iCAP 7400 Duo 光学系: 高分解能エシエル分光器 検出器: CID86 波長範囲: 166~847 nm 測光方式: Duo測光(軸方向・径方向両用型) 検出能力: 1 ppb以上(測定元素により異なる) 試料導入系: 標準/有機溶剤/高塩濃度 トーチ: EMTトーチ/Dトーチ オートサンプラー: 60本(14 mL)ラック2個 ソフトウェア: 専用ソフトQtegra ISDS	PI02	17,300	7,300	10,000

(経済産業省 平成26年度地域イノベーション協創プログラム補助金「地域オープンイノベーション促進事業」により導入)

- 注) 1. 劇物等を扱う作業を伴うため、操作方法を十分に習熟した方のみご使用いただけます。
2. 料金には1日1回の使用に相当する7m³(47Lボンベ1本相当)のアルゴンガスを含まれますが、検量線用試料等の消耗品はご準備ください。

品 名	仕 様	番号	単位	使 用 料
マルチチャンネル型ICP-AESの測定にかかる部材 (オートサンプラー用チューブ)	14 mL ポリプロピレンチューブ	PI2A	1本	100

【設計支援・解析用シミュレーションシステム】

名 称	メーカー名、機種、主な仕様など
熱流体解析シミュレータ	ハード： VC82697Av4-GXPHS(日本コンピューティングシステム社) CPU:INTEL Xeon E5-2697Av4(2.6GHz/16C32T/40MB)、 MEMORY:8GB×4、HDD:SATA2TB ソフト： FloTHERM V11.2 (Mentor Graphics社) FloTHERM.PACK Subscription(Mentor Graphics社)
構造解析シミュレータ	ハード： VC82697Av4-GXPHS(日本コンピューティングシステム社) CPU:INTEL Xeon E5-2697Av4(2.6GHz/16C32T/40MB)、 MEMORY:8GB×4、HDD:SATA2TB ソフト： SIMULIA Abaqus2017(Dassault Systems Simulia社) SpaceClaim R18 (Ansys社)
分子設計支援シミュレータ	ハード： VC82697Av4-GXH-U (日本コンピューティングシステム社) CPU:INTEL Xeon E5-2697Av4(2.6GHz/16C32T/40MB)×2、 MEMORY:32GB×8、SSD:1TB、HDD:SATA4TB ソフト： Material Studio2017R2 (Dassault Systems Biovia社) Discovery Studio2017R2 (Dassault Systems Biovia社)
樹脂流動解析シミュレータ	ハード： VC82697Av4-GXPHS(日本コンピューティングシステム社) CPU:INTEL Xeon E5-2697Av4(2.6GHz/16C32T/40MB)、 MEMORY:8GB×4、HDD:SATA2TB ソフト： 3D-TIMON10 (東レエンジニアリング社) FLOW、PACK、FIBER、WARP、MCOOL、MultiMold

(経済産業省 平成28年度地域新成長産業創出促進事業費補助金「地域未来投資の活性化のための基盤強化事業」により導入)

注) 本シミュレーションシステムによる支援業務はサポート研究により実施しますので、詳しくは各シミュレータの担当研究員にご相談ください。

50音順 機器装置一覧表 【(1)試験機器・装置から(6)その他の機器・装置】

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
BOD測定装置	タイテック 200F	PE43	3,100	1,300	1,800
FFTアナライザ	小野測器 DS-2000	PE48	5,200	2,200	3,000
FT-IR用観察型ダイヤモンドATR	センサーテクノロジー DuraScope I	PB38	2,000	900	1,100
FT-IR用観察型ダイヤモンドATR	日本分光 ATR PRO 4X VIEW	PB51	4,500	1,900	2,600
pHメーター	HORIBA pH meter F-72S	PE46	4,100	1,800	2,300
圧縮成形金型	75φ×2t	PC40	1,500	700	800
圧縮成形プレス	神藤金属工業所 手動式(37t)	PC30	7,300	3,100	4,200
イアトロスキャン	三菱化学ヤトロン MK-5	PB01	7,300	3,100	4,200
位相差顕微鏡	ニコン XF-PH-2	PE02	3,100	1,300	1,800
大型滑走式マイクローム	ライカ ポリカット	PC03	7,300	3,100	4,200
オートクレーブ	平山 HV-50LB	PF06	5,200	2,200	3,000
オートクレーブ	トミー精工 LPS-500	PF61	6,300	2,700	3,600
音響環境計測装置(無響室)	高山工業	PD01	10,400	4,400	6,000
温度傾斜培養機	サンキ精機 RLS-20K	PF47	5,200	2,200	3,000
カールフィッシャー水分測定装置	三菱化学 CA-200	PE06	7,300	3,100	4,200
ガウスメーター	レイクショア 475型	PE49	4,500	1,900	2,600
化学発光撮影装置	東洋紡績 FAS-1000	PE44	3,100	1,300	1,800
荷重たわみ温度試験機	マイズ試験機 No.520-PC	PA28	9,500	4,000	5,500
ガラス歪検査器	ルケオ LSM-4401LE	PE63	4,000	1,700	2,300
乾熱滅菌機	ヤマト科学 SG810	PD11	5,200	2,200	3,000
起泡力測定装置	ロスマイルス法	PE07	6,200	2,600	3,600
ギヤー老化試験機	スガ試験機 TG-100	PD02	5,200	2,200	3,000
キャピラリー電気泳動装置	Agilent CE 7100	PB50	12,000	5,100	6,900
キャピラリーレオメーター	東洋精機製作所 1-C	PA03	9,400	4,000	5,400
近赤外分光光度計	日本分光 V-670	PB05	10,400	4,400	6,000
研磨機	リファインテック APM-128	PC35	5,200	2,200	3,000

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
恒温器	タバイエスペック LH-113	PD05	2,000	900	1,100
恒温恒湿器	タバイエスペック プラチナスKシリーズ	PD03	5,200	2,200	3,000
恒温恒湿器	アドバンテック THE051FA	PD10	5,200	2,200	3,000
恒温恒湿器	ヤマト科学 IG400	PD13	5,700	2,400	3,300
恒温槽	アドバンテック LS-30602A (スターラー付き)	PF38	5,200	2,200	3,000
光学顕微鏡(簡易偏光機能付き)	オリンパス BX53M型(撮影キット付)	PE61	6,400	2,700	3,700
光学顕微鏡(明視野、暗視野、位相差、デジタルカメラ付き)	エビデント CX43-11-PH	PE67	7,800	3,300	4,500
高周波予熱機	富士電波工機 FDP-323M	PC09	8,300	3,500	4,800
高速冷却遠心機	日立 CR22FM	PF11	7,300	3,100	4,200
光沢度計	コニカミノルタ GM-268PLUS	PB44	1,100	500	600
コンターマシン	ワイエス工機 VZ-400	PC12	6,200	2,600	3,600
コンターマシン	ワイエス工機 CUT-500	PC20	6,200	2,600	3,600
酸化安定度測定装置	アントンパール RapidOxy 100	PA32	9,400	4,000	5,400
紫外可視近赤外分光光度計	日本分光 V-780	PB14	10,400	4,400	6,000
紫外可視分光光度計	島津製作所 UV-2550	PB42	10,400	4,400	6,000
紫外線ハンドランプ	スペクトロライン ENF-260C	PF16	2,000	900	1,100
実体顕微鏡	ニコン SMZ-10A (CCDカメラ付)	PE11	2,000	900	1,100
実体顕微鏡	オリンパス SZX12	PE12	3,100	1,300	1,800
実体顕微鏡	オリンパス SZX16	PE57	2,900	1,300	1,600
自動変角絶対反射率測定装置	日本分光 ARMN-920	PB46	13,500	5,700	7,800
自動面積計	林電工 AAM-9	PC39	3,100	1,300	1,800
自動融点測定器	メトラー・トレド MP80	PE60	5,400	2,300	3,100
ジャーファーメンター	三ツワ理化学 KMJ-30-2U	PF42	10,400	4,400	6,000
瞬間マルチ測光システム	大塚電子 MCPD-7700	PB43	6,400	2,700	3,700
衝撃試験機	東洋精機製作所 シャルピー／アイゾット	PA05	5,200	2,200	3,000
照度計	トプコンサービス IM-5	PE13	3,100	1,300	1,800
触針式段差・表面粗さ計	小坂研究所 ET3000i	PE47	10,400	4,400	6,000

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9 : 00-17 : 30	午前 9 : 00-12 : 15	午後 13 : 00-17 : 30
触針式微細表面形状測定装置	ブルカー Dektak XT-A	PE62	13,500	5,700	7,800
真空圧縮成形機	神藤金属工業所 WFA型	PC17	8,300	3,500	4,800
真空乾燥機	EYELA VOS-200SD	PF22	5,200	2,200	3,000
真空熱処理炉	いすゞ製作所 DKRO-13K	PF21	5,200	2,200	3,000
ストマッカー(ブレンダミックス)	東京エムアイ商会 MIX 1	PF45	2,000	900	1,100
スピンコーター	ミカサ 1H-D7	PF35	10,400	4,400	6,000
静電気半減期測定装置	シシド静電気 H-0110-C	PE15	8,300	3,500	4,800
精密騒音計	リオン NL-52	PE51	5,100	2,200	2,900
赤外分光光度計	日本分光 FT/IR-4100	PB41	10,400	4,400	6,000
赤外分光光度計	日本分光 FT/IR-4X	PB52	14,100	6,000	8,100
接触角測定装置	協和界面科学 CAX-150	PE16	5,200	2,200	3,000
旋光度測定装置	日本分光 ポーラリメーター	PB19	5,200	2,200	3,000
洗浄力試験機	上島製作所	PA09	6,200	2,600	3,600
染色摩擦堅ろう度試験機	安田精機製作所 学振型	PD12	2,300	1,000	1,300
全有機炭素分析計(TOC分析計) (固体試料測定用)	アナリティック・イエナ multiN/C,HT1300	PB49	14,900	6,300	8,600
全有機炭素分析計(TOC分析計) (水系試料測定用)	アナリティック・イエナ multiN/C	PB48	10,600	4,500	6,100
耐折試験機	安田精機 MIT型	PA11	5,200	2,200	3,000
台所用洗剤用洗浄力試験機	東京電通 リーナッツ改良型 TG71201S	PA10	3,100	1,300	1,800
多検体細胞破碎装置(シェークマ スター)	バイオメディカルサイエンス BMS- 12	PF54	5,200	2,200	3,000
多波長アッベ屈折計	アタゴ DR-M4	PE55	4,300	1,900	2,400
超音波細胞破碎装置	東湘電機 UCD-200TM	PF44	5,200	2,200	3,000
超音波洗浄器	アズワン ASU-3	PF51	2,000	900	1,100
超音波発生装置	久保田製作所 201M	PF27	7,300	3,100	4,200
定電圧／定電流電源装置	高砂製作所 GPO50-2	PF29	3,100	1,300	1,800
テクスチュロメータ	全研 GTX-2-IN	PE50	5,500	2,400	3,100
デュロメータ硬度計	高分子計器 A型、D型	PE18	5,200	2,200	3,000
電気抵抗測定装置	横河電機 HP4339A	PE19	7,300	3,100	4,200

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9 : 00-17 : 30	午前 9 : 00-12 : 15	午後 13 : 00-17 : 30
電気マッフル炉	アドバンテック東洋 KL-280	PC38	4,100	1,800	2,300
電子回路プリンタ	Voltera V-ONE	PF59	3,400	1,500	1,900
電子天びん(国家検定付)、1g～6200g	島津製作所 UW6200HV	PE53	950	400	550
透気度試験機	安田精機 ガーレー型	PA13	3,100	1,300	1,800
凍結真空乾燥機	東京理化工機 FDU-1110	PF60	5,200	2,200	3,000
倒立型蛍光位相差顕微鏡(オールインワン蛍光顕微鏡)	キーエンス BZ-X810	PE65	19,300	8,100	11,200
トランスファ成形機	神藤金属工業所 HA-50	PC25	10,400	4,400	6,000
ニーダー	森山製作所	PC26	5,200	2,200	3,000
熱拡散率測定装置	日立ハイテック ai-Phase Mobile 1u	PE64	10,600	4,500	6,100
熱風循環式乾燥機	松井製作所 PO-80	PF57	2,900	1,300	1,600
粘度計(E型)	東機産業 R100型	PE66	11,700	5,000	6,700
バーコール硬度計	コールマン GYZJ 934-1	PE21	5,200	2,200	3,000
ハンディラップ	日本電子データム HLA-2	PC37	5,200	2,200	3,000
万能工具顕微鏡	東京光学機械 T.U.M-150B	PE22	6,200	2,600	3,600
万能材料試験機	島津製作所 オートグラフ AGS-J 5KN	PA04	8,300	3,500	4,800
万能材料試験機	島津製作所 AGS-10kNX	PA29	10,500	4,500	6,000
万能材料試験機	ミネベア TGI-50kN	PA30	17,000	7,200	9,800
万能倒立顕微鏡	ニコン DIAPHOT-TMD	PB34	5,200	2,200	3,000
引裂試験機	安田精機 エレメンドルフ型	PA22	3,100	1,300	1,800
微小部鏡面反射測定装置	大塚電子 FE-3000	PB25	5,200	2,200	3,000
非接触三次元形状入力装置	コニカミノルタ VIVID-910	PF32	5,200	2,200	3,000
非接触ハンディ温度計	キーエンス IT2-80	PE24	3,100	1,300	1,800
表面自由エネルギー測定装置	協和界面科学 CAX-150(FAMAS)	PE25	10,400	4,400	6,000
表面性試験機	新東科学 HEIDON-14S/D	PA31	6,100	2,600	3,500
表面張力計	協和界面科学 CBVP-A3(吊板式)	PE27	10,400	4,400	6,000
表面張力計	クルス BP100(最大泡圧法)	PE28	10,400	4,400	6,000
プレートリーダー(吸光、蛍光、発光)	PerkinElmer Nivo 3F	PB47	10,300	4,400	5,900

名 称	メーカー名、型式など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
フレンチプレス	大岳製作所 本体5615 セル5501	PF43	5,200	2,200	3,000
分光色彩計	トプコン SC-777	PB27	10,400	4,400	6,000
分光式色差計	日本電色工業 SE-7700	PB28	7,300	3,100	4,200
分子配向計	王子計測機器 MOA-6015	PE29	8,300	3,500	4,800
分析天びん、0.01g～320g	島津製作所 AUX320	PE54	950	400	550
変角光度計	日本電色工業 GC-5000L	PB45	6,100	2,600	3,500
偏光ひずみ計	神港精機 ポーラリメータ	PE30	3,100	1,300	1,800
ポータブルポテンシオガルバノスタット	北斗電工 HA-151	PE37	5,200	2,200	3,000
ボールミル回転架台	タナカテック RBL-2DTU	PC36	5,200	2,200	3,000
ポット型染色試験機	辻井染機工業 赤外線加熱染色機 MCD-306EPT	PC42	8,000	3,400	4,600
マイクロカッティングマシン	EXAKT	PC22	10,400	4,400	6,000
マグネトロン型イオンスパッタリング装置	日本電子 JFC-1600	PF58	1,400	600	800
摩擦帯電圧測定装置	興亜商会 RST-201	PE41	7,300	3,100	4,200
摩耗試験機	テーバー型 MODEL174	PA26	7,300	3,100	4,200
無抵抗電流計	北斗電工 HM-104	PE38	5,200	2,200	3,000
有機溶媒蒸気吸着装置	流通式	PF34	3,100	1,300	1,800
リアルタイムPCR装置	Agilent Technologies Mx3000P	PF56	4,100	1,800	2,300
レーザー顕微鏡	オリンパス LEXT OLS4100	PE59	10,400	4,400	6,000
ロックウェル硬さ試験機	ミツトヨ HR-522	PE56	4,100	1,800	2,300
ワークオペレーション型恒温器	タバイエスペック WU-200S	PD06	3,100	1,300	1,800

7. ライセンス装置使用料

(注)

ライセンス装置の利用につきましては、「利用のご案内」の『3. 利用方法』の『■ ライセンス装置の使用申込について』に記載されている内容をご確認ください。

※使用料金額は、消費税等込みの総額表示です。(単位：円)

装置の種類	名称	形式／メーカー名	仕様	番号	使用料		
					全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
試験装置	食品物性測定 レオメーター	Rheosol G-5000 ／ユービーエム	周波数範囲; 0.001 - 20 Hz, 回転数; 0.003 - 120 rpm, 温度範囲; -150 - 400 °C	LA03	15,700	6,600	9,100
試験装置	メルトインデックス テスト	No.120-SAS-2000 ／安田精機製作所	JIS K7210準拠, 約300℃まで, ～21.6kgf	LA04	15,700	6,600	9,100
分析装置	グロー放電発光 分析装置	GDA750 ／リガク	発光部 【分析径: φ 4mm, φ 2.5mm】 分光部 【測定チャンネル: O, H, Cl, N, C, P, S, As, Se, Sb, B, Zn, Pb, Cd, Fe, Au, Pt, Cr, Si, Bi, Nb, Sn, Cu, Pd, Ni, Co, Zr, Ta, Ti, Mg, Mo, Ca, Al, W, Mn, La, V, Ga, In, Ba, Sr, Na, Li, F, K】	LB01	33,500	14,100	19,400
分析装置	レーザーラマン 分析装置	LabRAM HR Evolution (HR-MT /ORS-TypeIII) ／堀場製作所	レーザー波長 325 nm, 532 nm, 785 nm, 1064 nm マッピング測定, 偏光測定, 3次元オートステージ装備	LB07	60,700	25,500	35,200
分析装置	濃厚系粒径 アナライザー	FPAR-1000 ／大塚電子	動的光散乱方式、 濃厚系および希薄系測定 プローブ、 半導体レーザー、 温調範囲: 10-70℃、 超音波洗浄内蔵	LB04	10,400	4,400	6,000
分析装置	ゼータ電位計 (標準セルのみライ センス対応)	ELSZ-2000Z ／大塚電子	電気泳動光散乱法(レーザードッ プラー法), 高出力半導体レー ザー, 高感度APD, サンプル容量 (標準セル): 0.7mL～, 対応濃度 範囲: 0.001～40% (Latex262nm: 0.001～10%, タウロ コール酸: ～40%) 測定範囲: ゼータ電位-200～ 200mV, 温度: 0～90℃	LB08	18,700	7,900	10,800

装置 の 種類	名称	形式 ／メーカー 名	仕 様	番号	使 用 料		
					全日 9 : 00-17 : 30	午前 9 : 00-12 : 15	午後 13 : 00-17 : 30
分析 装置	ダイナミック光散乱 光度計	DLS-8000 ／大塚電子	動的光散乱および静的光散乱測定 粒子径3～7000nm、重量平均分子 量 $3 \times 10^2 \sim 2 \times 10^7$ 光源: He-Neレーザー 10mW 検出器: 光電子増倍管 セル: 21φ円筒型、12φ円筒型、5 φ微量型 温調: 10～60℃(恒温水循環方 式) 角度範囲: 5～160° 示差屈折率(dn/dc)測定も可能 (DRM-3000)	LB10	20, 300	8, 600	11, 700
分析 装置	マトリクス支援 レーザー脱離 イオン化飛行 時間型質量 分析装置 (MALDI/TOFMS)	AXIMA Confidence ／島津製作所	(リニアモード) 質量範囲, m/z 1～500,000; 質量分解能, 5,000; 質量精度, 30ppm, 飛行距, 1,200 mm. (リフレクトロンモード) 質量範囲, m/z 1～80,000; 質量分解能, 15,000; 質量精度, 10 ppm, 飛行距離, 2,000 mm, 質量精度. (PSD) 200 ppm. (レーザー波長) 337 nm	LB05	20, 300	8, 600	11, 700
分析 装置	Q-TOF型質量分 析装置	Q-TOF MS 6530C 分析システム ／Agilent	分離部: 高速液体クロマトグラフ(耐圧 上限 60 Mpa) キャピラリー電気泳動装置 イオン源: ESI, APCI, 大気圧直接イオン化イ オン源 (ASAP/エーエムアール社 製) 質量分析部: 質量分解能 20,000 質量範囲 50 - 20,000	LB09	75, 000	31, 500	43, 500
分析 装置	DART質量分析 装置 (DART/MS)	DART-SVP ／エーエムアール および LCMS-2020 ／島津製作所	質量範囲, m/z 10-2000; 質量分解能, 2000; ポジティブモード ／ネガティブモード同時測定	LB06	59, 300	24, 900	34, 400
分析 装置	パルスアンペロメ トリック付き高性能陰 イオン交換クロマト グラフィー (HPAE- PAD)	ICS-6000システム ／Thermo Fisher Scientific	ICS-6000 ED 電気化学検出器 DC／パルス／統合アンペロメ トリとサイクリックボルタンメ トリ ICS-6000 SP シングルポンプ ICS-6000 DC 検出器 Dionex AS-AP オートサンプラー	LB11	25, 300	10, 700	14, 600
加工 装置	樹脂混練・成形 評価装置	小型混練機: MC15M／DSM Xplore 試験片作製用射出 成形機: IM12M／DSM Xplore	小型混練機: 容量: 15mL、 使用温度: 室温～400℃、 スクリュー回転数(max): 250rpm 試験片作製用射出成形機: 容量: 12mL、 使用温度: 室温～400℃、 金型温度: 室温～200℃	LC02	15, 700	6, 600	9, 100

装置の種類	名称	形式／メーカー名	仕様	番号	使用料		
					全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
加工装置	樹脂混練・成形評価装置 (窒素有)	小型混練機: MC15M/DSM Xplore 試験片作製用射出成形機: IM12M/DSM Xplore	小型混練機: 容量:15mL、 使用温度:室温~400℃、 スクリー回転数(max):250rpm 試験片作製用射出成形機: 容量:12mL、 使用温度:室温~400℃、 金型温度:室温~200℃ 窒素ボンベ	LC03	20,300	8,600	11,700
環境装置	ソーラーシミュレーターシステム	K-0208 /分光計器	照射光:100 mW cm ⁻² AM1.5G、 照射面積:20×20 mm ² 、 IPCE測定	LD01	18,800	7,900	10,900
計測装置	分析型透過電子顕微鏡装置	JEM-2100 /日本電子	観察部: 熱電子式電子銃(LaB ₆ フィラメント)、 加速電圧:80~200kV、 分解能:0.14nm(格子像)	LE01	70,100	29,400	40,700
計測装置	分析型走査電子顕微鏡	JSM-6610 LA /日本電子	観察部: 熱電子式電子銃 (タンガステンフィラメント)、 加速電圧:0.3~30kV、 2次電子線像分解能:3nm、 低真空観察可能(反射電子像 または低真空2次電子像)、 分析部: シリコンドリフト型エネルギー 分散検出器、 検出元素Be ~ U	LE02	25,100	10,600	14,500
計測装置	走査電子顕微鏡	SU1510 /日立ハイ テクノロジーズ	加速電圧:0.3~30kV、 分解能:二次電子3.0nm・ 反射電子4.0nm (高真空モード:30kV)、 低真空観察可能	LE03	16,700	7,100	9,600
計測装置	高感度示差走査熱量測定(DSC)システム	カルベ式高感度 DSC MicroCALVET /SETARAM Instrumentation	温度範囲:-45~120℃ 昇温/冷却速度設定:0.001~ 2K/min 測定モード:昇温・降温・等温 熱量測定レンジ:±20mW/± 200mW 熱量分解能:0.002 μW /0.02 μW 試料容器部:バッチ式標準容器 1mL	LE07	67,300	28,300	39,000

8. 電子デバイス系センターにおける導入機器・装置の使用等

(注)

【依頼試験について】

1. 通常の試験方法に加えて、前処理や加工などの特別な作業が必要な場合には、その内容に対応した〔S T〕試料調製費(最大10,400円以内、消費税込み)を別途加算します。
2. 試験・分析等を依頼される試料は、申込者をご持参ください。

※手数料金額は、**消費税等込みの総額表示**です。(単位：円)

【装置使用について】

1. 機器・装置の使用にあたっては、その使用技術とともに十分な経験を有する方に限りますので、必ず事前に担当研究員と十分ご相談ください。
2. 機器・装置の使用にあたり、指導が必要と判断される場合には、**指導料**(30分あたり2,500円、消費税込み)を別途加算します。
3. 使用料は、全日(9:00-17:30)、午前(9:00-12:15)、午後(13:00-17:30)の単位で記載しています。一部、半日使用できないものがあります。
4. 時間単位での使用料の算定は行いません。

※使用料金額は、**消費税等込みの総額表示**です。(単位：円)

(1) 次世代光デバイス評価支援センター

【依頼試験】(再掲)

〔1〕 可視光域の光源(波長域：360～830 nm)

項 目		番号	単位	手数料
全光束測定 (小型積分球使用) 試料:最大長50mm以下(LEDチップ・モジュール, 小型電球類相当)かつ 全光束:5,000ルーメン以下	全光束測定コース ＜全光束＋光源色＞	K101	1測定	15,700
	全光束	K102	1測定	9,800
	分光分布	K103	1測定	9,800
	光源色 ＜分光分布＋色度＋色温度＋演色性評価数＞	K104	1測定	12,600
全光束測定 (大型積分球使用) 試料:最大長1200mm以下(40W形直管蛍光灯相当)かつ 全光束:50,000ルーメン以下	全光束測定コース ＜全光束＋光源色＞	K105	1測定	16,900
	全光束	K106	1測定	10,700
	分光分布	K107	1測定	10,700
	光源色 ＜分光分布＋色度＋色温度＋演色性評価数＞	K108	1測定	13,600

項 目			番号	単位	手数料
二次元色彩・輝度分布測定	色彩・輝度分布測定コース ＜輝度分布＋色度分布＋色温度分布＞		K109	1測定	15,400
	輝度分布		K110	1測定	8,400
	色度分布		K111	1測定	8,400
	色温度分布		K112	1測定	8,400
配光測定 (小型配光装置使用) 試料サイズ:最大長100mm以下	配光(球帯係数法による全光束測定を含む)		K114	1測定	11,100
	光度		K116	1測定	6,800
	上記2項目への追加	分光分布	K123	1測定	5,700
		色彩 ＜色度＋色温度＋演色性評価数＞	K118	1測定	5,700
配光測定 (大型配光装置使用) 試料サイズ:最大長100mmをこえ1,500mm以下	配光(球帯係数法による全光束測定を含む)		K113	1測定	19,400
	光度		K115	1測定	10,300
	上記2項目への追加	分光分布	K124	1測定	5,700
		色彩 ＜色度＋色温度＋演色性評価数＞	K122	1測定	5,700
輝度測定			K117	1測定	5,700
照度測定			K119	1測定	5,700

〔2〕 紫外光域を含む光源（波長域：220 nm～）

項 目		番号	単位	手数料
全放射束測定 (5.3inch積分球使用) 波長域:220～850 nm 試料:最大長60mm以下(LEDチップ・モジュール相当) かつ 放射束範囲:0.04mW～0.8W	全放射束測定コース ＜全放射束＋分光分布＋光源色＞	K201	1測定	15,800
	全放射束	K202	1測定	9,800
	分光分布	K203	1測定	9,800
	光源色 ＜分光分布＋色度＋色温度＋演色性評価数＞	K204	1測定	13,000
配光測定 (小型配光装置使用) 波長域:220～400 nm 試料サイズ: 最大長100mm以下	配光(球帯係数法による全放射束測定を含む)	K205	1測定	11,100
	放射強度	K206	1測定	7,000
	上記2項目への追加	分光分布	K207	1測定
		色彩 ＜色度＋色温度＋演色性評価数＞	K208	1測定

【装置使用】（再掲）

名 称	メーカー名、型式、主な仕様など	番号	使 用 料		
			全日 9：00-17：30	午前 9：00-12：15	午後 13：00-17：30
照度計	トプコンサービス IM-5	PE13	3,100	1,300	1,800
分光色彩計	トプコン SC-777	PB27	10,400	4,400	6,000

（２）電池開発評価センター

【装置使用】（再掲）

名 称	メーカー名、型式、主な仕様など	番号	使 用 料		
			全日 9：00-17：30	午前 9：00-12：15	午後 13：00-17：30
電極塗工装置	・電極塗工液調整装置／クラボウ／マゼルスター KK-250S [遊星式、最大処理量：250g]	PG01	14,000	5,900	8,100
	・電極塗工装置／テスター産業／PI-1210 [研磨ガラス塗工台（幅280×長さ450mm）、有効長：330mm、塗工速度：10～200mm/s、アプリケーション：2種]				
	・ロールプレス機／タクミ技研／SA-602 [ロールサイズ：φ100×165mm、荷重：Max38kN、回転速度：0.2～3.5m/min、温度：Max200℃、ロール間隔：0～3mm]				
	・定温乾燥機／アドバンテック／DRA430DA [温度：40～300℃、内寸：幅460×奥行475×高さ450mm]				
ラミネートセル作製装置	・打ち抜き機／宝泉／PRESS CUTTER LL型 [トムソン刃：セパレータ用、正極用、負極用]	PG02	8,500	3,600	4,900
	・超音波接合機／BRANSON／40MA-XAE-50 [周波数：40kHz、出力：800W、ヘッドサイズ：3mm×5mm、最大加圧力：1000N]				
	・注液機／TOSEI／SV-150 [最大包装材寸法：横140×縦150mm、接着部温度：180℃、ダイアフラムポンプ]				
	・シール機／富士インパルス／T-130K 及び T-230K [シール幅：10mm、シール長：120mm（T-130K）及び220mm（T-230K）]				
コイン電池作製装置	・打ち抜き機／宝泉 [打ち抜き用金型：負極用 φ16.1mm、正極用 φ15.9mm、セパレータ用 φ17mm・φ24mm]	PG03	4,000	1,700	2,300
	・手動かしめ機／宝泉 [CR2032用]				
	・分解機／宝泉 [CR2032用]				

名 称	メーカー名、型式、主な仕様など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
充放電測定装置	Solartron analytical/1470E Cell test system [チャンネル数:8ch、最大出力電圧:+10V～-3V、最大出力電流:±4A、サイクリックボルタモグラム]	PG04	5,600	2,400	3,200
	追加(充放電1チャンネル毎)	PG10	2,000	900	1,100
	追加(インピーダンス測定)	PG11	2,500	1,100	1,400
インピーダンス測定装置	Solartron analytical/1470E Cell test system [周波数範囲:10μHz～1MHz]	PG05	5,600	2,400	3,200
高温伝導度測定システム	東陽テクニカ製/HT-Z-800 [最高温度:600℃、雰囲気制御型セル、ディスク型試料ホルダー、平板型試料ホルダー]	PG06	5,800	2,500	3,300
真空定温乾燥機	ヤマト科学/角型真空定温乾燥器 DP200 [温度:40～240℃、内寸:200×250×200mm、ロータリーポンプ]	PG07	2,700	1,200	1,500
ドライチャンバー	ダイキン工業/HRW-60AR [内寸:幅2300×奥行900×高さ765mm、露点温度:-60℃以下]	PG08	5,100	2,200	2,900
グローブボックス	M.BRAUN/LABmaster PRO SP [ボックス内サイズ:1500×1000×高さ900mm、グローブポート:片面3個(両面計6個)、雰囲気:アルゴン(酸素・水分ともに1ppm以下)]	PG09	12,300	5,200	7,100

(経済産業省 平成24年度補正予算事業「地域新産業創出基盤強化事業」により導入)

- 注) 1. 作業内容によってご利用可能な装置類が異なります。
2. 複数の装置(群)の項目を適用する場合、使用料は合計金額となります。
3. 多くの方にご利用いただくため使用日数を制限させていただく場合があります。
4. 本センターの設備や機器での試料の保管はご遠慮ください。
5. 表中の金額に部材費(実費)は含んでいません。

【電池試作にかかる部材】（再掲）

品 名	仕 様	番号	単位	使 用 料
銅箔	18 μ m厚、200mm幅	PG1A	1m	320
アルミ箔	20 μ m厚、200mm幅	PG1B	1m	240
負極粉末	球状化黒鉛粉末	PG1C	25g	630
導電助剤	アセチレンブラック、電池グレード	PG1D	25g	1, 500
結着剤	PVDF、電池グレード	PG1E	10g	820
溶媒	NMP、電池グレード	PG1F	50g	550
電解液	LiPF ₆ 1M/EC:DEC1:1	PG2A	20mL	1, 000
セパレータ	電池グレード	PG2B	50cm	550
ラミネートフィルム	200mm幅	PG2C	50cm	220
タブ	シーラント付タブ アルミ&銅	PG2D	5組	710
コイン電池セット	CR2032用	PG3A	5個	2, 100

注）1. 仕様は予告なく変更することがあります。

（３）先進電子材料評価センター

【依頼試験】（再掲）

項 目	番号	単位	手数料
比誘電率・誘電正接（共振器法、1.1、2.5、5.1、10、20、28、40、60、80 GHz）	G508	1測定	23, 500
追加	G509	1測定	7, 100
1条件追加	G510	1測定	9, 700
比誘電率・誘電正接（共振器法、75～110 GHz）	G521	1測定	26, 500
追加	G522	1測定	8, 000
比誘電率・誘電正接（共振器法、110～170 GHz）	G523	1測定	34, 000
追加	G524	1測定	8, 900
比誘電率・誘電正接（Sパラメータ法、導波管サンプルホルダ 8～18 GHz）	G511	1測定	26, 000
追加	G512	1測定	9, 700
1条件追加	G513	1測定	12, 200
比誘電率・誘電正接（Sパラメータ法、フリースペース 18～110 GHz）	G514	1測定	27, 900
追加	G515	1測定	10, 200
1条件追加	G516	1測定	13, 000
比誘電率・誘電正接（Sパラメータ法、フリースペース 110～170 GHz）	G525	1測定	38, 600
追加	G526	1測定	12, 600

項	目	番号	単位	手数料
仕事関数(ケルビンプローブ法)		G517	1測定	17,300
	追加	G518	1測定	7,600
仕事関数(光電子収量分光法)		G519	1測定	24,900
	追加	G520	1測定	7,700

【装置使用】（再掲）

名 称	メーカー名、型式、主な仕様など	番号	使 用 料		
			全日 9:00-17:30	午前 9:00-12:15	午後 13:00-17:30
触針式微細表面形状測定装置	ブルカー Dektak XT-A	PE62	13,500	5,700	7,800

以下の先進電子材料評価センター保有装置による支援業務はサポート研究でも実施できますので、詳しくは各装置の担当研究員にご相談ください。

名 称	メーカー名、型式など
誘電特性評価システム	キーサイト・テクノロジー N5290A、N1501AE19他 EMラボ CR-710、-720、-728、-740、-760、-780、WSF-X、-P FS-110(-KCF、-RCF、-UCF、-ECF、-WCF)
伝送特性評価用プローバー	フォームファクター EPS150THZ
仕事関数測定システム	KPテクノロジー APS02
半導体特性測定装置	FLUXIM Paios
ホール効果測定装置	東洋テクニカ ResiTest8404-EMPAC
触針式微細表面形状測定装置	ブルカー Dektak XT-A

9. 施設使用料

(1) 講堂・会議室

産業の振興を目的とする講習会、講演会その他の集会にご利用できます。

(単位:円)

室 名	概要		使用時間	使用料	冷暖房費	合計
大講堂	面積	200㎡	午前	6,700	1,300	8,000
	定員	机・椅子120名	午後	10,000	1,800	11,800
	机の配置	講義形式	全日	16,700	3,100	19,800
小講堂	面積	100㎡	午前	3,400	600	4,000
	定員	机・椅子72名	午後	4,900	900	5,800
	机の配置	講義形式	全日	8,300	1,500	9,800
会議室	面積	50㎡	午前	1,700	310	2,010
	定員	机・椅子20名	午後	2,400	460	2,860
	机の配置	円卓形式	全日	4,100	770	4,870

- 使用時間 午前： 9時～12時15分
午後：13時～17時30分
全日： 9時～17時30分
- 冷暖房費 冷房運転期間： 7月～9月（予定）
暖房運転期間：12月～3月（予定）
- 関西広域連合外企業がご利用される場合は、講堂・会議室の使用料が3割増となります(冷暖房費は除く)。ただし、申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県）に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。
- 出席者名簿を提出していただくことがあります。

(2) 創業支援研究室・開放研究室

● 創業支援研究室

(単位:円)

室 名	設置場所	面 積	使用料/月
第1創業支援室研究室	研究本棟6階	22.8㎡	29,300
第2創業支援室研究室	研究本棟5階	22.8㎡	29,300
第3創業支援室研究室	研究本棟4階	22.8㎡	29,300
第4創業支援室研究室	研究本棟1階	22.8㎡	29,300
第5創業支援室研究室	研究本棟2階	48.8㎡	63,900
第6創業支援室研究室	研究本棟B1階	48.8㎡	63,900

※光熱水費は別途必要

【使用基準】

- ①技術シーズと専門知識を持ち、府下での創業を目指す個人、又は府下において新分野での第二創業を目指す中小製造業者。 ※大企業は使用できません。
- ②森之宮センターの技術シーズを活用し、開発研究に際してサポート研究を申し込むこと。
- ③使用期間は、使用許可日から、3年以内に到来する最後の3月31日までとする。ただし、使用者による再申請により更新が認められることがあります。

● 開放研究室

(単位:円)

室 名	設置場所	面 積	使用料/月
第2開放研究室	研究本棟6階	43.5㎡	74,300
第3開放研究室	研究別棟	35.0㎡	58,600
第4開放研究室	研究別棟	35.0㎡	58,600

※光熱水費は別途必要

【使用基準】

- ①原則として府下に事務所または工場を有する中小企業で、自社において試験研究施設を十分に保有しない企業。 ※個人または大企業は使用できません。
- ②開発研究に際してサポート研究を申し込むこと。
- ③使用期間は、使用許可日から、3年以内に到来する最後の3月31日までとする。ただし、使用者による再申請により更新が認められることがあります。

■ 使用時間

研究所の業務日（土、日、祝日、年末年始を除く日） 9：00～17：30

■ 募集について

- ・ 募集状況はホームページ (<https://orist.jp/>) をご覧ください。
- ・ 審査の結果、使用をお断りする場合があります。

10. 職員派遣手数料

(単位：円)

派遣目的	派遣先の 住所	中小企業		一 般	
		申込者の所在地		申込者の所在地	
		関西広域連合内	関西広域連合外	関西広域連合内	関西広域連合外
講演・現地指導	A	9,400	12,200	12,000	15,600
	B	18,800	24,400	24,000	31,200
試験・分析・研究等の依頼 にともなう研究員の派遣	A	4,700	6,100	6,200	8,000
	B	9,400	12,200	12,000	15,600

(注) 手数料の区分について

- 派遣先が下記の地域の場合は、区分Aの手数料を適用します。また、下記の地域で、本研究所と派遣先間の移動時間を含め、職員の拘束時間が4時間を超える場合及び下記以外の地域の場合は、区分Bの手数料を適用します。
大阪府：全市町村
兵庫県：尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市
京都府：京都市（旧京北町は除く）、宇治市、長岡京市、向日市、城陽市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、八幡市、京田辺市、綴喜郡井手町、相楽郡精華町、木津川市
奈良県：奈良市（旧月ヶ瀬・都祁村は除く）、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、大和高田市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡斑鳩町、平群町、三郷町、安堵町、磯城郡田原本町、川西町、三宅町、北葛城郡王寺町、広陵町、河合町、上牧町
- 申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県）に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。
- 職員派遣にあたっては、上記派遣手数料のほかに旅費等についてもお支払いいただきます。
- 試験・分析・研究等の手数料は別途お支払いください。
- 職員派遣に伴う手数料は森之宮センターは派遣の前日までにお支払いください。

11. 報告書謄本の交付手数料

- 報告書の謄本 1部 1,300円

(注) 謄本の交付期間は、発行日から5年以内のものに限ります。

12. 報告書（英文）の発行手数料

- 報告書（英文） 1部 2,100円

(注) 事前に研究員と相談の上、お申し込みください。

1 3. 手数料・使用料の減免

講堂・会議室の使用及び職員派遣、依頼試験、機器・装置使用については、地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程に基づき、下表の基準により手数料又は使用料を減免することがあります。

手数料・使用料の減免

申込者の区分 申込内容				ア	イ	ウ
				大阪市（企業会計を除く）・大阪府（府警を除く）	左記ア以外 の大阪市（企業会計）・大阪府（府警）・国・地方公共団体・官公署	左記ア、イ以外 の法人又は団体若しくは個人
講堂・会議室の使用	①	行政施策の催事	参加費無料	全額免除	全額免除	
			参加費有料（低額）	全額免除	全額免除	
			参加費有料	全額免除	減免なし	
	②	申込者の組織内催事		2割減額	2割減額	減免なし
	③	①以外の催事（産業振興又は科学技術振興に資する公共性があるものに限る）	参加費無料	全額免除	2割減額	減免なし
			参加費有料（低額）	全額免除	2割減額	減免なし
			参加費有料	全額免除	減免なし	減免なし
	催事以外の業務の依頼 （職員派遣、試験分析、装置使用）			全額免除	減免なし	減免なし

（地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程 別表2（第4条関係））

注意1：施設の使用又は依頼業務の承諾については、そのつど規程等に基づき決定する。

注意2：減免は、申込者からの減免依頼に基づき決定する。

注意3：参加費有料（低額）とは、配付資料の実費相当額程度を参加者に負担を求める場合とする。

1 4. 申込書の記入例及び申込書裏面の注意事項

・利用者登録申込書	表面	64
・サポート研究申込書	表面	66
	[申込書控]裏面	67
・研究員配置申込書及び誓約書	表面	68
	[申込書控]裏面	69
・サポート研究変更申込書	表面	70
・依頼試験申込書・受付書・処理書	見本	71
・依頼試験申込添付書	表面	72
・装置使用申込書・確定書	見本	73
・技術指導申込書	表面	74
	[申込書控]裏面	75
・装置使用ライセンス申請書 及び誓約書	表面	76
	[申込書控]裏面	77
・施設使用申込書	表面	78
	[申込書控]裏面	79
・職員派遣申込書	表面	80
	[申込書控]裏面	81
・報告書謄本発行申込書	表面	82
・報告書(英文)発行申込書	表面	83
・職員派遣、依頼試験、 装置使用、施設使用等 の変更申込書	表面	84
・レディメード研修申込書	表面	85
	[申込書控]裏面	86
・オーダーメード研修申込書	表面	87
	[申込書控]裏面	88

(注)

- ・手書き申込用紙は本研究所総務部受付、各研究室に置いてあります。
- ・あらかじめ、担当者と打ち合わせの上ご記入ください。

様式 (表面)

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 利用者登録申込書

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 理事長

■ 申込日

令和 年 月 日

次のとおり大阪産業技術研究所利用者登録を申し込みます。なお、依頼試験及び装置使用等の業務を利用の際は、以下の条件で申し込みます。

- 1. 依頼試験及び装置使用等の業務は、利用者が所属する法人（もしくは個人事業者）の業務として申込を行います。
- 2. 料金は支払期限内に支払います。支払期日に遅れた場合は、研究所規定の遅延損害金を支払います。
- 3. 外国為替及び外国貿易法等の安全保障貿易管理に係る法令を遵守します。

■ 利用者署名（自署）

■ 利用者情報

名刺貼付欄 ①～⑨		⑩ 会社名フリガナ
		⑪ 氏名フリガナ
		⑫ 安全保障貿易管理に係る届出事項 裏面参照 (いずれかにチェック) ・居住者（特定類型 該当 ☐ 非該当 ☐) ・非居住者 ☐
		備考（文字変更、兼務表記、旧姓使用、屋号、その他） 名刺と異なる上記表記の登録を承諾します ☐

※ ①会社名、②〒、③住所、④所属、⑤役職、⑥氏名、⑦TEL、⑧FAX、⑨電子メールアドレス、⑩会社名フリガナ、⑪氏名フリガナの情報を登録します。
※ 呟、乗、迄、高、崎、殊、杓、瀬、徳、種、濱、珙、柳、頼、ローマ数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…）など、システム上登録できない文字は変更をお願いしています。

■ 企業情報（企業登録がある場合は記入不要）

業種名（ひとつに○）					
香粧品・洗剤	有機薬品・有機物	染料・染色・塗料	バイオ	無機薬品・無機物・用排水	
食品	繊維工業	衣料・繊維製品	木材・家具	紙・パルプ	
出版・印刷	化学工業	石油・石炭	ゴム製品	プラスチック製品	
皮革	窯業・土石	鉄鋼	非鉄金属	金属製品	
一般機器	電気機器	情報通信機器	電子部品・デバイス	輸送機器	
精密機器	その他製造業	農/林/水産	鉱業	建設	
卸・小売業	金融/保険業	電/水/ガス	運輸業	情報通信業	
不動産業	飲食店・宿泊業	医療・福祉業	サービス業	公務	
試験検査機関	団体	学校	その他産業	個人	
資本金	～5千万円	5千万～1億円	1～3億円	3億円～	
従業員数	1～5	6～20	21～50	51～100	101～300 301～

■ 和泉センター又は森之宮センターをお知りになったきっかけ

☐ 大阪産業技術研究所森之宮センター又は和泉センターからの紹介	☐ 社内での案内・紹介	☐ 取引先からの紹介
☐ ORIST EXPRESS（メールマガジン）	☐ 職員からの案内	☐ 他機関からの紹介
☐ インターネット検索	☐ マスコミの記事等	☐ その他（ ）

※ 申込書に記載された個人情報は適正に管理し、利用者への連絡や請求書の発送等の当研究所利用に伴う業務、お問い合わせ対応等利用者サポートのための業務、並びに、当研究所の業務実績把握のための統計処理上の利用等、当研究所が必要とする業務にのみ利用いたします。

※ 当研究所の個人情報の安全管理に関する基本方針は、当研究所のホームページをご覧ください。

【研究所処理欄】

利用者カード	（ K ）	確認担当者	（ ）
ご本人確認書類	運転免許証 保険証 パスポート マイナンバーカード（表面） 社員証（写真付） 所属確認書 その他（ ）		

居住者・非居住者

	居住者	非居住者
日本人	① 我が国に居住する者 ② 日本の在外公館に勤務する者	① 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 ② 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 ③ 出国後外国に2年以上滞在している者 ④ 上記①～③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6月末満の者
外国人	① 我が国にある事務所に勤務する者 ② 我が国に入国後6月以上経過している者	① 外国に居住する者 ② 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 ③ 外交官又は領事館及びこれらの随員又は使用人（ただし、外国において任命又は雇用された者に限る）
法人等	① 我が国にある日本法人等 ② 外国の法人等の我が国にある支店、出張所、その他の事務所 ③ 日本の在外公館	① 外国にある外国法人等 ② 日本法人等の外国にある支店、出張所、その他の事務所 ③ 我が国にある外国政府の公館及び国際機関

特定類型該当者 ※居住者（自然人）であるが、非居住者の影響を強く受けている状態にある者で下記に該当する者

特定類型該当者
① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（以下「外国法人等」という。）又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。） （イ） 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合 （ロ） 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等（当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合 例 ●外国企業と兼業している日本企業の従業員 ●外国企業の取締役等に就任している日本企業の取締役等又は従業員 など （ただし、外資系の日本法人は、外国企業ではありません） ② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ることを約している者 例 ●外国政府等から経済的な支援を受けている従業員 ●外国政府等から過去に貸与等の形で利益を受けたが返済を免除され、債務履行請求権の不行使という利益を現に得ている従業員 など ③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者 例 ●外国政府からの指示で日本のある調査を依頼されている従業員 など

第3号様式 (表面)

No. _____

サポ ー ト 研 究 申 込 書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理事長

申込日 令和 年 月 日

次のとおり貴研究所にサポート研究を依頼したいので申込みます。なお、申込みにあたり「地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程」及び別記の「注意事項」を守ることを誓約します。

※「受入研究員」とは、サポート研究に従事するため本研究所に配置される研究員のことをいう。太線枠内をご記入ください。

申 込 者	企業名	大 阪 株 式 会 社		
	氏 名	城 東 太 郎		
	所在地	☐ 関西広域連合内 (大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県) ☐ 関西広域連合外		
	業 種	☐ 製造業 ☐ 建設業 ☐ 運輸業 ☐ 卸売業 ☐ サービス業 ☐ 小売業 ☐ その他		
	資 本 金	☐ 5千万円以下 ☐ 1億円以下 ☐ 3億円以下 ☐ 3億円超		
	従業員数	☐ 50人以下 ☐ 100人以下 ☐ 300人以下 ☐ 300人超		
研 究 題 目	〇 〇 〇 に 関 す る 研 究 (研究題目は公表する場合があります)			
研 究 期 間	令和 年 月 ~ 年 月 (月)	支 払 方 法	☐ 窓口 ☐ 銀行振込	
受 入 研 究 員	☐ 有り (名) ☐ 無し		☐ 一括 ☐ 月 毎	
報告書の 受 領	☐ 窓口で受取る ☐ 郵送を希望する ☐ 不要		裏面注意事 項 の 確 認	☐ 確認済

手数料 月 額	円	使用料 月 額	円	☐ 関西広域連合内 ☐ 関西広域連合外
				☐ 中小 ☐ 一般

(上記金額は消費税等を含む)

(上記金額は消費税等を含む)

手数料 算 定	知識技術	×	研究の手数	+	機器使用度	+	薬品等消耗品	=	合 計	点
	1・2・3・4		1・2・3・4		0・1・2・3・4		0・1・2			

☐ 開発研究型 ☐ 試験分析型 ☐ 機器装置使用発展型	第 号
☐ フォローアップ型 ☐ 産学官連携型 ☐ 人材育成型 ☐ その他	令和 年 月 日

決 裁	総務部長	経理主査	担当者	☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料 ☐ 物質・材料 ☐ 環境技術	研究部長	担当者	記号

番号 ()

利用者カードNo.

第3号様式 【申込者控】（裏面）

サポート研究に伴う注意事項

1. 手数料のお支払いについて

サポート研究の手数料は、現金払いの場合は、窓口で一括してお支払いください。銀行振込の場合は、後日郵送する請求書に記載の期日（原則、申込書受付日の翌月末）までに指定口座へお振込みください。

なお、研究期間が1カ月を超える場合は、月毎お振込みいただくことも可能です。

申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県）に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。 ※奈良県は令和6年4月より適用。

2. 研究用資材等の提出について

サポート研究に必要な資材及び設備は、その搬入搬出に要する経費も含めて、申込者が提供してください。

3. 研究の変更及び中止について

申込者は、サポート研究の一部又は全部の変更又は中止を申請することができます。また、天災その他やむを得ない理由でサポート研究を継続することが困難になったときは、本研究所の判断で中止することがあります。その場合、本研究所と申込者で協議のうえ中止したサポート研究の取扱いを決めることとします。

4. 秘密保持

本研究所職員、申込者、申込者の従業員等は、サポート研究において互いに知り得た技術又は営業上の情報のうち、相手方から秘密である旨指定された情報を、別途定めがない限り、開示を受けた日から1年間、秘密として保持するとともに、互いに同意した第三者以外に開示・漏洩し、また、本研究の目的以外の目的に使用してはならないこととします。

なお、お申し出により、さらに長期にわたる秘密保持期間を定めた秘密保持契約を締結することも可能です。

5. 知的財産の取扱いについて

サポート研究により生じた発明、営業秘密、意匠その他の知的財産は、申込者及び本研究所の共有の知的財産であり、申込者には本研究所との間で、知的財産の取扱いに関する契約を締結していただきます。特許出願等をする場合は申込者及び本研究所が共同で出願することとし、出願・維持に伴う費用は申込者に負担していただきます。

6. 広告物等への名義使用

申込者は、サポート研究の結果について、本研究所名義とともに印刷物やインターネット等の電子媒体に掲載して広告しようとする場合は、必ず事前に本研究所の承認を受けてください。

7. 研究成果の取り扱いについて

本研究所は、サポート研究の成果について公表することができるものとします。ただし、公表する場合は事前に申込者と協議のうえ、書面で同意を得ることとします。

8. 損害賠償について

サポート研究において、申込者が提供する資材及び設備その他の提供物（以下、提供物等という。）に起因して本研究所の建物、設備その他の物件をき損または滅失させたときは、これを原状に復し、その損害を賠償してください。また、提供物等に起因して生じた一切の事故について責任を負わなければなりません。

【お客様情報の取扱いについて】

申込書に記載されたお客様情報は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 個人情報取扱い及び管理に関する規程に基づき適正に管理し、申込者への連絡や請求書の発送等、申込に伴う事務及び下記利用目的に必要な範囲で利用させていただきます。

（お客様情報の利用目的）

- ・本研究所利用状況調査、アンケート調査などの分析業務
- ・本研究所及び関連団体の催事情報提供などのご案内
- ・お問い合わせの対応など、お客様サポートのための業務
- ・その他、本研究所、関連団体並びに大阪府及び大阪市が必要とする業務

なお、本研究所は大阪府及び大阪市によって設立されたものであり、今後の企画立案や情報発信など行政施策の円滑な推進に資するため、下に掲げるお客様の情報について、大阪府及び大阪市と共同利用させていただきます。

- ・企業概要（企業名、所在地、連絡先、業種、資本金、従業員数、ご担当者氏名、役職等）
- ・ご利用サービスの名称（依頼試験分析等）、ご利用年月日

第4号様式 (表面)

No. _____

研究員配置申込書及び誓約書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理事長

申込日 令和 年 月 日

別紙申込みのサポート研究にあたり、当社研究員を貴研究所に配置しサポート研究受入研究員として従事させたいので以下のとおり申込みます。

なお、貴研究所に配置期間中は、「地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程」及び別記の「注意事項」を守るとともに、違反した場合は、本人とともに連帯して責任を負い貴研究所にご迷惑をおかけしないことを誓約します。

※「サポート研究受入研究員」とは、サポート研究に従事するため本研究所に配置される研究員のことをいう。

記

当社研究員
所 属 **大 阪 株 式 会 社 技 術 部**

氏名(自署) **城 東 二 郎**

※上半身の写真を
貼付してください。

申込者

企業名(氏 名) **大 阪 株 式 会 社**

代表者氏名 **大 阪 太 郎**
(署名又は記名押印)

住所(所在地) **大阪市城東区森之宮1-6-50**

決 裁	総務部長	経理主査	担当者	☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料 ☐ 物質・材料 ☐ 環境技術	研究部長	担当者	記号

第4号様式 [申込者控] (裏面)

サポート研究受入研究員にかかる注意事項

1. サポート研究受入研究員(以下「受入研究員」という)にかかる使用料のお支払いについて
サポート研究の手数料と共に、従事される受入研究員数につき、所定の受入研究員使用料をお支払いください。また、このほかサポート研究に特別経費が必要となる場合は、申込者に負担していただきます。
2. 権利の譲渡の禁止について
本研究所で従事する受入研究員は、その権利を譲渡し又は他人に代理させることはできません。
3. 損害賠償について
従事する受入研究員が、本研究所の建物、設備その他の物件をき損又は滅失させたときは、これを原状に復し、その損害を賠償してください。また、従事する場所において生じた一切の事故について責任を負わなければなりません。
4. 誓約書について
申込者が自社の研究員を本研究所に配置しようとする時は、受入研究員となるべき者の所属、氏名(自署)を記載し、写真を貼付した誓約書を添えて申込んでください。
5. 申込者の代表者について
申込者の代表者氏名は、本申込書及び誓約書の提出に関して権限と責任を有する者が自署又は記名押印してください。
6. 本研究所職員の指示について
本研究所の装置や施設の使用にあたっては、本研究所職員の指示に従ってください。

【お客様情報の取扱いについて】

申込書に記載されたお客様情報は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 個人情報の取扱い及び管理に関する規程に基づき適正に管理し、申込者への連絡や請求書の発送等、申込みに伴う事務及び下記利用目的に必要な範囲で利用させていただきます。

(お客様情報の利用目的)

- ・本研究所利用状況調査、アンケート調査などの分析業務
- ・本研究所及び関連団体の催事情報提供などのご案内
- ・お問い合わせの対応など、お客様サポートのための業務
- ・その他、本研究所、関連団体並びに大阪府及び大阪市が必要とする業務

なお、本研究所は大阪府及び大阪市によって設立されたものであり、今後の企画立案や情報発信など行政施策の円滑な推進に資するため、下に掲げるお客様の情報について、大阪府及び大阪市と共同利用させていただきます。

- ・企業概要(企業名、所在地、連絡先、業種、資本金、従業員数、ご担当者氏名、役職等)
- ・ご利用サービスの名称(依頼試験分析等)、ご利用年月日

第5号様式 (表面)

No.

サポ ー ト 研 究 変 更 申 込 書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理 事 長

申込日 令和 年 月 日

年 月 日付No. で依頼したサポート研究について、次のとおり一部その内容を変更したいので申込みます。

※「受入研究員」とは、サポート研究に従事するため本研究所に配置される研究員のことをいう。太線枠内をご記入ください。

申込者	企業名	大 阪 株 式 会 社		
	氏 名	城 東 太 郎		
研 究 題 目	○ ○ ○ に 関 す る 研 究 (研究題目は公表する場合があります)			
変 更 内 容 (上段:旧 下段:新)				
期 間	(旧) 令和 年 月 ~ 年 月 (ヲ月)			
	(新) 令和 年 月 ~ 年 月 (ヲ月)			
研 究 内 容	(旧)			
	(新) (ヲ月から変更)			
受 入 研 究 員	(旧) 減員 氏 名			
	(新) 増員 氏 名 ※新規・増員の場合は別途、「研究員配置申込書及び誓約書(写真貼付)」を提出してください。(ヲ月から変更)			
支 払 方 法	(旧) ☐ 窓口 ☐ 銀行振込 ☐ 一括 ☐ 月毎			
	(新) ☐ 窓口 ☐ 銀行振込 ☐ 一括 ☐ 月毎 (ヲ月から変更)			

月額手数料・使用料の変更 ☐あり ☐なし

(旧) 又は現行の料金

手数料 月 額	円	使用料 月 額	円	☐ 関西広域連合内 ☐ 関西広域連合外
				☐ 中小 ☐ 一般

(上記金額は消費税等を含む) (上記金額は消費税等を含む)

手数料 算 定	知識技術 1・2・3・4	×	研究の手数 1・2・3・4	+	機器使用度 0・1・2・3・4	+	薬品等消耗品 0・1・2	=	合 計	点
------------	-----------------	---	------------------	---	--------------------	---	-----------------	---	-----	---

(新) 年 ヲ月から

手数料 月 額	円	使用料 月 額	円
------------	---	------------	---

(上記金額は消費税等を含む) (上記金額は消費税等を含む)

手数料 算 定	知識技術 1・2・3・4	×	研究の手数 1・2・3・4	+	機器使用度 0・1・2・3・4	+	薬品等消耗品 0・1・2	=	合 計	点
------------	-----------------	---	------------------	---	--------------------	---	-----------------	---	-----	---

決 裁	総務部長	経理主査	担当者	☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料 ☐ 物質・材料 ☐ 環境技術	研究部長	担当者	記号
処理内容							

利用者カードNo.

様式A・B・C

依頼試験申込書・受付書・処理書（見本）

＊ご依頼内容を、担当研究員がシステム入力し、印刷（3枚セット）をしてお渡しします。

様式C

依頼試験処理書

様式B

依頼試験受付書

様式A

依頼試験申込書

整理番号

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所理事長 様

申込年月日 令和 年 月 日

依頼者 依頼者コード
氏 名
会社名
住 所
電話番号
FAX番号

依頼目的

下記のとおり依頼試験を申し込みます。

氏名

記

試験名

提出試験 () 点

No	試験 コード	試 験 名	基本料金 (円)	数量/単位			試験料金 (円)	担当者
1								
2								
3								
4								
5								

合計金額

報告書受領		郵送		試験別に報告		試験返還	

受付年月日 令和 年 月 日

受付番号

収入済

理事長 () 点

考

() 点

(円)

します。
なお支払
・・・

依頼試験申込添付書

依頼試験の申込みに際して、試料名と試験名との詳細内容を記します。

太線枠内をご記入下さい。

依頼者コード (もしくは、会社名、氏名)					
No.	試料名	試料数	試験名	試験コード	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

受付年月日	年 月 日	受付番号	
-------	-------	------	--

特記事項	
------	--

様式D・E

装置使用申込書・確定書（見本）

＊ ご依頼内容を、担当研究員がシステム入力し、印刷（2枚セット）をしてお渡しします。

様式E

装置使用確定書

整理番号
発行日 令和 年 月 日

住所

会社名

依頼者名

様式D

装置使用申込書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所理事長 様

申込年月日 令和 年 月 日

依頼者 依頼者コード
氏 名
会社名
住 所
電話番号
FAX番号

下記のとおり装置使用を申し込みます。

氏 名

記

No	装置 コード	装置名	単位 料金 (円)	使用 回数	使 用 月 日 月 日 ～ 月 日	指導 調整 単位	使用料 (円)	指導・ 調整料 (円)
1								
2								
3								
4								
5								
小 計								
合 計								

受付年月日 令和 年 月 日

受付番号

収入済

理事長

用 料 (円)	指 導 料 (円)

9分) 当たり、

ます。
ださい。
て下さい。
責の責任
場合にも、
.....
ひで、対外的に
使用することは
963-8011

第10号様式 (表面)

No. _____

技術指導申込書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理事長

申込日 令和 年 月 日

次のとおり貴研究所技術指導を受けたいので申込みます。なお、「地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程」及び別記の「注意事項」、技術指導担当者の指示を守することを誓約します。

太線枠内をご記入ください。

申込者	企業名										
	氏 名										
技術指導希望内容				指導希望日							
☐ 装置利用のための基礎知識				令和	年	月	日	時	～	時	時間
☐ 装置の高度な利用のための知識				令和	年	月	日	時	～	時	時間
装置番号		装置名称		令和	年	月	日	時	～	時	時間
				指導日確認				指導時間確認		技術習得レベル	
				令和 年 月 日 時 分～ 時 分				時間			
				令和 年 月 日 時 分～ 時 分				時間			
				申込者は、自立して使用する技術レベルがあると認めます。							
☐ その他 ()				担当者名 _____ 責任者名 _____.							

手数料算定 (30 分までが基本料金、以後 30 分を超える毎に加算)

手数料								円
-----	--	--	--	--	--	--	--	---

(上記金額は消費税等を含む)

指導時間	30 分単位	合計
時間	2,500 円	円

☐ 中小	☐ 一般
-----------------------------	-----------------------------

決裁	総務部長	経理主査	担当者

☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料 ☐ 物質・材料 ☐ 環境技術	研究部長	担当者	記号

利用者カードNo.

第10号様式 [申込者控] (裏面)

技術指導に伴う注意事項

1. 技術指導にかかる料金のお支払いについて

技術指導時間に応じて料金を負担していただきます。指導時間については、申込者により異なる場合もあることを予めご了承ください。技術指導の終了後、技術指導時間を担当者が記入しますので、そこで算出された金額をお支払いください。

2. 権利の譲渡の禁止について

技術レベルの確認内容は、技術指導を受けた方に関するものであり、その権利を譲渡し又は他人に代理させることはできません。

3. 損害賠償について

技術指導を受ける方が、本研究所職員の指示に従わず、本研究所の建物、設備その他の物件を棄損または滅失させたときは、これを原状に復し、その損害を賠償してください。また、そのときに生じた一切の事故について責任を負わなければなりません。

4. 本研究所職員の指示について

技術指導時の本研究所の装置や施設の使用にあたっては、本研究所職員の指示に従ってください。

【お客様情報の取扱いについて】

申込書に記載されたお客様情報は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 個人情報の取扱い及び管理に関する規程に基づき適正に管理し、申込者への連絡や請求書の発送等、申込みに伴う事務及び下記利用目的に必要な範囲で利用させていただきます。

(お客様情報の利用目的)

- ・お問い合わせの対応など、お客さまサポートのための業務
- ・本研究所利用状況調査、アンケート調査などの分析業務
- ・本研究所及び関連団体の催事情報提供などのご案内
- ・その他、本研究所、関連団体並びに大阪府及び大阪市が必要とする業務

なお、本研究所は大阪府及び大阪市によって設立されたものであり、今後の企画立案や情報発信など行政施策の円滑な推進に資するため、下に掲げるお客様の情報について、大阪府及び大阪市と共同利用させていただきます。

- ・企業概要（企業名、所在地、連絡先、業種、資本金、従業員数、ご担当者氏名、役職等）
- ・ご利用サービスの名称（依頼試験分析等）、ご利用年月日

第11号様式 (表面)

No. _____

装置使用ライセンス申請書及び誓約書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理事長

申請日 令和 年 月 日

次のとおり貴研究所の機器・装置を使うためのライセンスを得たいので、下記のライセンス発行事由を付して申請します。また、「地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程」及び別記の「注意事項」、技術指導担当者の指示を守ることが誓約します。

装置名 _____

装置番号 _____

利用レベル _____

上半身の写真を
貼付してください。

装置使用者
_____ 所 属 _____

_____ 氏名(自署) _____

申請者
_____ 企業名(氏 名) _____

所属長氏名
_____ (署名又は記名押印) _____

_____ 住所(所在地) _____

ライセンス発行事由

該当事項に○を付けてください。		ライセンス発行事由	備考
	①	装置使用のための技術指導を受けて認められた。	技術指導申込書番号 ()
	②	すでに受けているライセンスの延長を行う。	保有ライセンス番号 () (有効期間 年 月 日まで)
	③	自立して使用するに十分な技量を持っていると認められた。	装置使用者は、自立して使用する技術レベルがあると認めます。 担当者名

	総務部長	経理主査	担当者
決 裁			

☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料 ☐ 物質・材料 ☐ 環境技術	研究部長	担当者	記号

利用者カードNo. _____

第11号様式 [申込者控] (裏面)

ライセンス発行に伴う注意事項

1. ライセンスの有効期限について

ライセンスの有効期限を本許可書発行日から1年とします。有効期間が終了する前に、担当者に技術レベルの確認を受けていただければ、確認日から1年間有効なライセンスを再発行します。

2. 権利の譲渡の禁止について

ライセンスの許可は、技術レベルの確認を受けた方に関するものであり、その権利を譲渡し又は他人に代理させることはできません。

3. 損害賠償について

ライセンスの許可を受けた方が、本研究所の建物、設備その他の物件を棄損または滅失させたときは、これを原状に復し、その損害を賠償してください。また、そのときに生じた一切の事故について責任を負わなければなりません。

4. 本研究所職員の指示について

ライセンスの許可を受けた方でも技術指導時の本研究所の装置や施設の使用にあたっては、本研究所職員の指示に従ってください。

【お客様情報の取扱いについて】

申込書に記載されたお客様情報は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 個人情報の取扱い及び管理に関する規程に基づき適正に管理し、申込者への連絡や請求書の発送等、申込みに伴う事務及び下記利用目的に必要な範囲で利用させていただきます。

(お客様情報の利用目的)

- ・お問い合わせの対応など、お客さまサポートのための業務
- ・本研究所利用状況調査、アンケート調査などの分析業務
- ・本研究所及び関連団体の催事情報提供などのご案内
- ・その他、本研究所、関連団体並びに大阪府及び大阪市が必要とする業務

なお、本研究所は大阪府及び大阪市によって設立されたものであり、今後の企画立案や情報発信など行政施策の円滑な推進に資するため、下に掲げるお客様の情報について、大阪府及び大阪市と共同利用させていただきます。

- ・企業概要（企業名、所在地、連絡先、業種、資本金、従業員数、ご担当者氏名、役職等）
- ・ご利用サービスの名称（依頼試験分析等）、ご利用年月日

第8号様式 (表面)

No. _____

施設使用申込書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理事長

申込日 令和 年 月 日

次のとおり貴研究所の施設を使用したいので申込みます。なお、使用にあたり「地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程」及び別記の「注意事項」を守ることを誓約します。

太線枠内をご記入ください。

申込者	フリガナ	オオ サカ		
	企業名	大 阪 株 式 会 社		
	氏 名	大 阪 太 郎		
使用施設名		☒ 大講堂(☐ 大講堂控室) ☐ 小 講 堂 ☐ 会 議 室		
使用日時	使用年月日	令和〇年〇〇月〇〇日(〇)～ 〇〇月〇〇日(〇)		
	使 用 時 間	午前・午後 9時 00分～午前・午後 5時 30分		
	集 会 時 間	午前・午後 10時 00分～午前・午後 5時 30分		
使用の目的		講習会		
集会の名称		〇 〇 〇		
参加人数(予定)		1 0 0 名	会 費	☐ 有料(円) ☒ 無料

☐ 関西広域連合内	☐ 関西広域連合外
☐ 中小	☐ 一般

備考	

使 用 料	円
☐ 関西広域連合外(×1.3)	円
冷 暖 房 加 算	円
合 計	円

(上記金額は消費税等を含む)

決 裁	総務部長	経理主査	担当者

利用者カードNo.

第8号様式 [申込者控] (裏面)

施設使用の注意事項

1. 施設の使用について

本研究所の施設は、産業の振興を目的とした講習会、講演会その他の集会に使用していただくことができます。事前に空き状況についてお問い合わせのうえお申し込みください。なお、飲食を伴う集会には使用できません。

2. 施設使用料のお支払い及び使用当日について

- ・使用料はあらかじめお支払いください。
- ・使用当日は、使用申込書の控えを受付に提出のうえ鍵をお受け取りください。マイク設備等を利用される場合は、同時に口頭でお申し込みください。
- ・使用後は、設備を元に戻してから、鍵を受付までご返却ください。会場で発生したごみは、使用者で処分してください。
- ・関西広域連合外企業が本研究所をご利用される場合は、手数料・使用料等が3割増となります。ただし、申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県）に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。
- ・出席者名簿を提出していただくことがあります。

3. 研究所職員の指示

施設の使用にあたっては、本研究所職員の指示に従ってください。

4. 施設等のき損、滅失並びに事故について

使用者及び参加者が、本研究所の建物、設備その他の物件をき損又は滅失したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償していただきます。また、使用者及び参加者に関して、その使用する場所において生じた一切の事故については、申込者に責任を負っていただきます。

5. 使用料

(単位：円)

室名	概要		使用時間	使用料	冷暖房費	合計
大講堂	面積	200 m ²	午前	6,700	1,300	8,000
	定員	机・椅子120名	午後	10,000	1,800	11,800
	机の配置	講義形式	全日	16,700	3,100	19,800
小講堂	面積	100 m ²	午前	3,400	600	4,000
	定員	机・椅子72名	午後	4,900	900	5,800
	机の配置	講義形式	全日	8,300	1,500	9,800
会議室	面積	50 m ²	午前	1,700	310	2,010
	定員	机・椅子20名	午後	2,400	460	2,860
	机の配置	円卓形式	全日	4,100	770	4,870

6. 使用時間

●午前：9時～12時15分 ●午後：13時～17時30分 ●全日：9時～17時30分

7. 冷暖房費

●冷房運転期間（予定）：7月～9月 ●暖房運転期間（予定）：12月～3月

【お客様情報の取扱いについて】

申込書に記載されたお客様情報は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 個人情報の取扱い及び管理に関する規程に基づき適正に管理し、申込者への連絡や請求書の発送等、申込みに伴う事務及び下記利用目的に必要な範囲で利用させていただきます。

(お客様情報の利用目的)

- ・お問い合わせの対応など、お客さまサポートのための業務
- ・本研究所利用状況調査、アンケート調査などの分析業務
- ・本研究所及び関連団体の催事情報提供などのご案内
- ・その他、本研究所、関連団体並びに大阪府及び大阪市が必要とする業務

なお、本研究所は大阪府及び大阪市によって設立されたものであり、今後の企画立案や情報発信など行政施策の円滑な推進に資するため、下に掲げるお客様の情報について、大阪府及び大阪市と共同利用させていただきます。

- ・企業概要（企業名、所在地、連絡先、業種、資本金、従業員数、ご担当者氏名、役職等）
- ・ご利用サービスの名称（依頼試験分析等）、ご利用年月日

第1号様式

No. _____

職 員 派 遣 申 込 書

地 方 独 立 行 政 法 人
大 阪 産 業 技 術 研 究 所
理 事 長

申込日 令和 年 月 日

次のとおり、貴研究所職員を派遣していただきたいので申込みます。なお、申込みにあたり「地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程」及び別記「注意事項」を守ることを誓約します。

太線枠内をご記入ください。

申込者	企業名	大 阪 株 式 会 社		
	氏 名	城 東 太 郎		
派遣職員の所属部	☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料	☐ 物質・材料 ☐ 環境技術 ☐ 総務	氏名	○ ○ ○ ○
派遣用件	サポート研究に伴う研究打合わせ			日程
派遣先 (住所)	大 阪 株 式 会 社 (利用者登録の住所と同じ)			
利用交通機関	☒ 鉄 道 (最寄駅 駅) ☐ その他 ()			
派遣期間	令和〇〇年〇月〇日〇時〇分から 令和〇〇年〇月〇日〇時〇分まで(泊 日)			

☐ 関西広域連合内 ☐ 関西広域連合外		派遣手数料		円					
☐ 中小 ☐ 一般									
派遣目的	☐ 講演	☐ 人材育成	☐ 研究調査	旅費加算額	普通料金				
	☐ 現地指導(フォローアップ)	☐ 立会試験		急行料金					
	☐ 現地指導(その他)			指定料金					
				日 当					
備考			手数料区分	宿泊料					
			☐ A ☐ B	小 計					

手数料合計	円

(上記金額は消費税等を含む)

決 裁	総務部長	経理主査	担当者	研究部長	派遣職員

利用者カードNo.

第1号様式 [申込者控] (裏面)

大阪産業技術研究所職員派遣に伴う注意事項

職員派遣手数料

(単位：円)

派遣目的	区分	中小企業		一般	
		申込者の所在地		申込者の所在地	
		関西広域 連合	関西広域 連合外	関西広域 連合	関西広域 連合外
講演・現地指導	A	9,400	12,200	12,000	15,600
	B	18,800	24,400	24,000	31,200
試験・分析・研究等の依頼 にともなう研究員の派遣	A	4,700	6,100	6,200	8,000
	B	9,400	12,200	12,000	15,600

(注) 手数料の区分について

- 派遣先が下記の地域の場合は、区分Aの手数料を適用します。また、下記の地域で、本研究所と派遣先間の移動時間を含め、職員の拘束時間が4時間を超える場合及び下記以外の地域の場合は、区分Bの手数料を適用します。
大阪府：全市町村
兵庫県：尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市
京都府：京都市（旧京北町は除く）、宇治市、長岡京市、向日市、城陽市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、八幡市、京田辺市、綴喜郡井手町、相楽郡精華町、木津川市
奈良県：奈良市（旧月ヶ瀬・都祁村は除く）、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、大和高田市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡斑鳩町、平群町、三郷町、安堵町、磯城郡田原本町、川西町、三宅町、北葛城郡王寺町、広陵町、河合町、上牧町
- 関西広域連合外の企業が本研究所をご利用される場合は、手数料・使用料等が3割増となります。ただし、申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県）に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。
- 職員派遣にあたっては、上記派遣手数料のほかに、地方独立行政法人大阪産業技術研究所職員旅費規程に基づく旅費等の他、職員派遣にかかる費用についてもお支払いいただきます。
- 試験・分析・研究等の手数料は別途お支払いください。
- 職員派遣に伴う手数料は、森之宮センターは派遣当日までにお支払いください。

【お客様情報の取扱いについて】

申込書に記載されたお客様情報は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 個人情報の取扱い及び管理に関する規程に基づき適正に管理し、申込者への連絡や請求書の発送等、申込みに伴う事務及び下記利用目的に必要な範囲で利用させていただきます。

(お客様情報の利用目的)

- ・お問い合わせの対応など、お客さまサポートのための業務
- ・本研究所利用状況調査、アンケート調査などの分析業務
- ・本研究所及び関連団体の催事情報提供などのご案内
- ・その他、本研究所、関連団体並びに大阪府及び大阪市が必要とする業務

なお、本研究所は大阪府及び大阪市によって設立されたものであり、今後の企画立案や情報発信など行政施策の円滑な推進に資するため、下に掲げるお客様の情報について、大阪府及び大阪市と共同利用させていただきます。

- ・企業概要（企業名、所在地、連絡先、業種、資本金、従業員数、ご担当者氏名、役職等）
- ・ご利用サービスの名称（依頼試験分析等）、ご利用年月日

第9号様式 (表面)

No. _____

報告書謄本発行申込書

地 方 独 立 行 政 法 人
大 阪 産 業 技 術 研 究 所
理 事 長
申 込 日 令 和 年 月 日

次のとおり、報告書の謄本を発行していただきたいので申込みます。

太線枠内をご記入ください。

申 込 者	フリガナ	オオ サカ
	企業名	大 阪 株 式 会 社
	氏 名	城 東 太 郎
報 告 書	業務種別	研 究 ・ 試 験
	業務申込日 番 号	令和 ○年 ○ 月 ○ 日 ・ 第 ○ ○ 号
	報告書作成日 番 号	令和 ○年 ○ 月 ○ 日 ・ 第 ○ ○ 号
部数		和文 1 部

手数料	円
-----	---

(上記金額は消費税等を含む)

謄 本 作 成	令 和 年 月 日
交 付	令 和 年 月 日

決 裁	総務部長	経理主査	担当者

備 考	
-----	--

利用者カードNo. _____

第9-1号様式 (表面)

No. _____

報告書(英文)発行申込書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理事長

申込日 令和 年 月 日

次のとおり、報告書(英文)を発行していただきたいので申込みます。

太線枠内をご記入ください。

報告書	企業名	Osaka Co.,Ltd
	氏 名	城 東 太 郎
	業務種別	研 究 ・ 試 験
	業務申込日 番 号	令和 〇年 〇 月 〇 日 ・ 第 〇 〇 号
	報告書作成日 番 号	令和 〇年 〇 月 〇 日 ・ 第 〇 〇 号
部数		英文 1 部

手数料	円
-----	---

(上記金額は消費税等を含む)

英 文 作 成	令和 年 月 日
交 付	令和 年 月 日

	総務部長	経理主査	担当者
決裁			

備 考	
-----	--

利用者カードNo.

第7号様式 (表面)

No. _____

職員派遣、依頼試験、装置使用、
施設使用等の変更申込書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理事長

申込日 令和 年 月 日

先般、貴研究所へ申込みました内容について、次のとおり、

その一部を変更

取消し中止

したいので申込みます。

※ 太線枠内の該当する項目についてご記入ください。ただし、大幅な変更や
※ 手数料等の算定が変更となる場合は、新たな申込書もご提出ください。

申込者	フリガナ	オオ サカ	
	企業名	大 阪 株 式 会 社	
	氏 名	城 東 太 郎	
既申込書	☐ 「職員派遣」 ☐ 「依頼試験」 ☐ 「装置使用」 ☐ 「施設使用」		申込番号
今回の 申込内容	☐ 一部変更(上段:変更前 下段:変更後) ☐ 取消し(中止) 以下のとおり		
期 間 (派遣・使用)	(変更前) 令和 〇年 〇月 〇日(〇時 〇分) ～ 令和 〇年 〇月 〇日(〇時 〇分)		
	(変更後) 令和 〇年 〇月 〇日(〇時 〇分) ～ 令和 〇年 〇月 〇日(〇時 〇分)		
その他			

※研究所処理欄

手数料・使用料の変更 ☐ あり ☐ なし			
次のとおり処理する。			
(変更前)又は現行の料金			
手数料	円	使用料	円
(上記金額は消費税等を含む)			
(変更後)			
手数料	円	使用料	円
(上記金額は消費税等を含む)			

決 裁	総務部長	経理主査	担当者	☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料 ☐ 物質・材料 ☐ 環境技術	研究部長	担当者	記号

第12号様式(表面)

No. _____

レディメード研修申込書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理 事 長

申込日 令和 年 月 日

次のとおり、研修を実施していただきたいので申込みます。なお、申込みにあたり「地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程」及び別記「注意事項」を守することを誓約します。

太線枠内をご記入ください。

申 込 者	フリガナ 企業名						
	住所(所在地)	(〒 -)					
	氏 名						
研修名							
研 修 日 時	令和 年 月 日	:	～	:			
	令和 年 月 日	:	～	:			
	令和 年 月 日	:	～	:			

☐ 関西広域連合内 ☐ 関西広域連合外	支払方法	☐ 窓口 ☐ 銀行振込
---	------	---

手数料	円	関西広域 連合外 (×1.3)	円
-----	---	-----------------------	---

(上記金額は消費税等を含む)

(上記金額は消費税等を含む)

決 裁	総務部長	経理主査	担当者

☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料 ☐ 物質・材料 ☐ 環境技術	研究部長	担当者

特 記 事 項	
------------	--

利用者カードNo.

第12号様式 [申込者控] (裏面)

レディメード研修に伴う注意事項

1. 研修手数料について

- ・ 関西広域連合外企業が本研究所をご利用される場合は、手数料・使用料等が3割増となります。ただし、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県）に所在する企業には関西広域連合料金を適用いたします。なお、申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。

2. 設備等のき損、滅失及び事故について

- ・ 研修の申込者が、本研究所の建物、設備その他の物件をき損又は滅失したときは、これを原状に復しその損害を賠償していただきます。
また、受講場所において生じた一切の事故については研修の申込者に責任を負っていただきます。

【お客様情報の取扱いについて】

申込書に記載されたお客様情報は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 個人情報の取扱い及び管理に関する規程に基づき適正に管理し、申込者への連絡や請求書の発送等、申込みに伴う事務及び下記利用目的に必要な範囲で利用させていただきます。

（お客様情報の利用目的）

- ・ お問い合わせの対応など、お客さまサポートのための業務
- ・ 本研究所利用状況調査、アンケート調査などの分析業務
- ・ 本研究所及び関連団体の催事情報提供などのご案内
- ・ その他、本研究所、関連団体並びに大阪府及び大阪市が必要とする業務

なお、本研究所は大阪府及び大阪市によって設立されたものであり、今後の企画立案や情報発信など行政施策の円滑な推進に資するため、下に掲げるお客様の情報について、大阪府及び大阪市と共同利用させていただきます。

- ・ 企業概要（企業名、所在地、連絡先、業種、資本金、従業員数、ご担当者氏名、役職等）
- ・ ご利用サービスの名称（依頼試験分析等）、ご利用年月日

第13号様式(表面)

No. _____

オーダーメイド研修申込書

地方独立行政法人
大阪産業技術研究所
理事長

申込日 令和 年 月 日

次のとおり、研修を実施していただきたいので申込みます。なお、申込みにあたり「地方独立行政法人大阪産業技術研究所の料金規程」及び別記「注意事項」を守することを誓約します。

太い線枠内をご記入ください。

申込者	フリガナ 企業名					
	氏 名					
研修名					受講人数	名
研修日	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)				合計	日
	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)					
	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 (日間)					

☐ 関西広域連合内 ☐ 関西広域連合外	支払方法 ☐ 窓口 ☐ 銀行振込	手数料計算書 番 号	
---	---	---------------	--

手数料	円	関西広域連合外 (×1.3)	円
-----	---	-------------------	---

(上記金額は消費税等を含む)

(上記金額は消費税等を含む)

決裁	総務部長	経理主査	担当者	☐ 有機材料 ☐ 生物・生活材料 ☐ 電子材料 ☐ 物質・材料 ☐ 環境技術	研究部長	担当者

特記事項	
------	--

利用者カードNo.

第13号様式〔申込者控〕（裏面）

オーダーメイド研修に伴う注意事項

1. オーダーメイド研修の申込について

- ・オーダーメイド研修は、中小企業の人材育成や産業振興を目的とした研修にご利用ください。申込者の営利を目的とする研修には、ご利用いただけません。
- ・研修申込にあたっては、あらかじめ研修内容、実施日時、研修手数料等について本研究所職員と十分に打合わせを行った後、本申込書を提出してください。
- ・本申込書の提出に際しては、本研究所職員より提供します研修プログラム及びオーダーメイド研修手数料計算書を必ず添付してください。

2. 研修手数料のお支払いについて

- ・研修手数料は、前納していただくことになっています。研修の申込手続き後、研修を受講するまでにお支払いください。
- ・関西広域連合外企業が本研究所をご利用される場合は、手数料・使用料等が3割増となります。ただし、関西広域連合に加盟する府県（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県）に所在する企業には関西広域連合内料金を適用いたします。なお、申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合に加盟する府県に事業所（支店、営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金を適用します。

3. 設備等のき損、滅失及び事故について

- ・研修の参加者が、本研究所の建物、設備その他の物件をき損又は滅失したときは、申込者の責任においてこれを原状に復しその損害を賠償していただきます。
- また、研修の参加者に関して、研修の受講場所において生じた一切の事故については申込者に責任を負っていただきます。

【お客様情報の取扱いについて】

申込書に記載されたお客様情報は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所 個人情報の取扱及び管理に関する規程に基づき適正に管理し、申込者への連絡や請求書の発送等、申込みに伴う事務及び下記利用目的に必要な範囲で利用させていただきます。

（お客様情報の利用目的）

- ・お問い合わせの対応など、お客さまサポートのための業務
- ・本研究所利用状況調査、アンケート調査などの分析業務
- ・本研究所及び関連団体の催事情報提供などのご案内
- ・その他、本研究所、関連団体並びに大阪府及び大阪市が必要とする業務

なお、本研究所は大阪府及び大阪市によって設立されたものであり、今後の企画立案や情報発信など行政施策の円滑な推進に資するため、下に掲げるお客様の情報について、大阪府及び大阪市と共同利用させていただきます。

- ・企業概要（企業名、所在地、連絡先、業種、資本金、従業員数、ご担当者氏名、役職等）
- ・ご利用サービスの名称（依頼試験分析等）、ご利用年月日

地方独立行政法人 **大阪産業技術研究所** 森之宮センター

〒536-8553 大阪市城東区森之宮1丁目6番50号

電話 06-6963-8011

技術相談専用電話 06-6963-8181

E-mail: morinomiya@orist.jp

E-mail(技術相談専用): mori8181@orist.jp

URL: <https://orist.jp/>

最寄り駅 JR大阪環状線 森ノ宮駅

大阪メトロ中央線および長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅

地図アプリ



本冊子に記載の利用料金は、全て消費税等込みの総額表示です。

(令和7年4月発行)